Advances in Magnetic Resonance Imaging: From Low-Field to High-Field and Back to Low-Field MRI

Yasuhiko Terada

(Faculty of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba)

MRI was first proposed by Lauterbur in 1973[1] as an imaging method based on NMR principles. Since then, MRI has undergone remarkable technological development as well as clinical applications using mainly whole-body devices. Since the signal-to-noise ratio (S/N ratio) of MRI signals increases with the static magnetic field (or proton resonance frequency), the technological trend has been toward higher magnetic fields. Magnetic field strengths for whole-body MRI started at 0.04T [2] in the early 1980s, followed over the years by 0.35T, 1.5T [3], and 4T, and now up to 10.5T devices [4] are available for research use (although 1.5T and 3T devices are still the mainstream for clinical use).

Although MRI has thus continued to move toward higher magnetic fields, there has been a recent revival of MRI for human use at low fields (<0.5 T), ultra-low fields (10-100 mT), and very low fields (<10 mT) [5-7]. While this interest stems primarily from the urgent need to reduce the cost of MRI and improve access in medically underserved populations and developing countries, new point-of-care imaging applications, advances in hyperpolarization that allow imaging at low fields with high SNR, air-tissue interface and Imaging applications that reduce artifacts due to air-tissue interfaces and metallic implants are also reasons for this.

This talk will focus primarily on the hardware aspects of the paradigm shift from the former low field to high field and again from high field to low field, especially the unique opportunities and challenges that exist at low field strengths.

<u>Reference</u>

- Lauterbur, PC. Image Formation by Local Induced Interactions: Examples Employing Nuclear Magnetic Resonance. Nature 1973;242,190-191.
- 2) Edelstein WA, Hutchison JMS, Johnson G, Redpath T. Spin Warp NMR Imaging and Applications to Human Whole-Body Imaging. Phys Med Biol 1980;25:751-756.
- 3) Hart HR, Bottomley PA, Edelstein WA, Karr SG, Leue WM, Mueller O, Redington RW, Schenck JF, Scott Smith L, Vatis D. Nuclear Magnetic Resonance Imaging: Contrast-to-Noise Ratio as a Function of Strength of Magnetic Field. AJR 1983;141: 1195-1201.
- 4) Nowogrodzki A. The world's strongest MRI machines are pushing human imaging to new limits. Nature 2018;563,24-26.
- 5) Sarracanie M, Selameh N. Low-field MRI: how low can we go? A fresh view on an old debate. Frontier Physics 2020;8,1-14.
- 6) Wald LL, McDaniel PC, Witzel T, Stockmann JP, Cooley CZ. Low-cost and portable MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2020;52:686-696.

Measurement of Magnetic Resonance Signal without Prepolarization Technique at 1 mT

Daisuke Oyama (Kanazawa Institute of Technology)

Introduction

Magnetic resonance imaging (MRI) in ultra-low magnetic field is one of expecting fields for new applications of MRI. We have been developed a compact ultra-low field MRI (ULF-MRI) systems composed of a desk size coil set. The measurement field in this system was several tens of micro-Tesla, therefore, a prepolarization pulse was used for increasing a signal intensity and controlling a direction of magnetic moments. However, using the prepolatization pulse results in increasing not only the signal intensity but also the recording time. In this study, we built and tested a new coil set for ULF-MRI system around 1 mT, aiming to realize the ULF-MRI system without the prepolarization technique.

Coil set for ULF-MRI

Fig. 1 shows a coil set for the 1 mT MRI system. The measurement field (B₀) coil was designed based on the Merritt

coil²⁾ to generate uniform magnetic field. A radio-frequency (RF) coil was placed inside the B_0 coil. An induction coil to detect the magnetic resonance (MR) signal was placed at the center of the B_0 and RF coils, and these three coils were perpendicular to each other. This coil set was installed inside a magnetically shielded room.

Measurement of Magnetic Resonance Signal

Measurement of MR signal was demonstrated with a water sample. The density of B_0 was set to approximately 1 mT by applying electric current of 1.72 A to the coil. Fig. 2 shows the observed MR signal obtained by a spin-echo sequence. The echo time (TE) and the repetition period (TR) were 34 ms and 4.6 s, respectively.

Fig. 2 shows the measured signal with and without the water sample. These waveforms were obtained by applying a band-pass filter (40-46 kHz) and averaging 500 times. The echo signal clearly appeared in the waveform with water sample. The frequency of the echo signal was 42.5 kHz and it was in good agreement with the Larmor frequency of hydrogen at 1 mT. It was confirmed that the MR signal can be measured using the developed coil set at 1 mT.

Acknowledgements

This study was partly supported by KAKENHI (20K12680). This study partly includes some results of collaborative research with RICOH Co., Ltd.

Reference

- 1) D. Oyama et al., *IEEE Trans. Magn.*, **53**, 5100504, 2017.
- 2) R. Merritt et al., Rev. Sci. Instrum, 54 (7), 879-882, 1983.



Fig. 1 Coil set for 1 mT MRI system.



Fig. 2 Measured signals with and without a water sample.

Ultra-low field MRI with an optically pumped magnetometer

T. Oida*, S. Hori**, T. Moriya*, A. Saito*, M. Suyama*, T. Kobayashi**

*Hamamatsu Photonics K.K., Hirakuchi 5000, Hamakita-ku, Hamamatsu 434-8601, Japan **Kyoto University, Kyoto-daigaku Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan

In recent years, high-sensitivity magnetic field measurement using optically pumped magnetometers (OPMs) has attracted significant attention. Magnetic sensing with an OPM is performed by detecting electron spin precession in alkali metal vapors contained in a glass cell¹). In general, OPMs are utilized in spin-exchange relaxation-free (SERF) conditions to detect low-frequency magnetic signals. In contrast, a high-density OPM cells require a large bias magnetic field along the pumping laser beam to tune the resonance frequency of the OPM to several tens or hundreds of kilohertz. Studies have reported that high-density OPMs are extremely sensitive outside the SERF condition^{2), 3}). This high magnetic sensitivity of OPMs is suitable for MR signal detection in ultra-low-field magnetic resonance imaging (ULF-MRI). Consequently, an MR signal detector with an OPM and a flux transformer (FT) that serves to separate the magnetic condition between an MRI system and an OPM was reported by Savukov et al.³). In this study, we demonstrate ULF-MRI with a detector using an OPM and a FT.

To confirm if an MR signal detector with an OPM and an FT is feasible for ULF-MRI, we constructed an MR system with static field (B_0) of 7.05 mT, where the Larmor frequency of H_1 was 300 kHz. Subsequently, a cylindrical bottle phantom that contained 1 mmol/L gadopentetate dimeglumine (Bayer AG., MAGNEVIST) solution, was placed in the MR system to evaluate MR imaging with an OPM and an FT. A glass cell, circular polarized pump beam (DBR laser, PH770DBR040BF, Photodigm, Inc), and linear polarized probe beam (CatEye laser, CEL002, MOG Laboratories Pty Ltd) comprised the OPM sensor system. A $10 \times 10 \times 40$ mm³ glass cell containing potassium with He as the buffer gas and N₂ as the quenching gas was used as the sensor head. The He and N₂ gases in the cell were in the ratio He:N₂ = 9:1 at a pressure of 0.9 atm. The experiments were conducted after heating the cell to 180 $^{\circ}$ C to vaporize the potassium atoms. The electromagnetic shield for the OPM was a single-layer aluminum shield with two EMS panels (EMSPLM05, Medical Aid). In addition, the input coil was a 50-turn solenoid coil with a diameter of 5.6 cm, and the output coil was a Helmholtz type coil with a diameter of 2.6 cm and 10 turns on either side. The impedance of each coil was adjusted to 50 Ω at a frequency of 300 kHz. MR imaging was performed without pre-polarization, using a spin-echo sequence with TR = 300 ms, TE = 30 ms, FoV = $96 \times 96 \times 96$ mm³, matrix = $32 \times 32 \times 32$, and NEX = 16 for a total scan time of 1 h 22 min. Additionally, the frequency response model of the OPM described by Kamada et al.4) was used to correct the frequency responses of the OPM. Accordingly, sinusoidal fields of 290.00, 290.25, ..., 310.00 kHz were measured by the detector with an an OPM and an FT.

However, the MR signals experienced distortions in the frequency domain owing to the narrow bandwidth of the OPM. Nevertheless, these distortions could be corrected using Kamada's frequency response model of the OPM. Furthermore, as a result of the 3D MR scan with a spatial resolution of $3 \times 3 \times 3$ mm³, MR images with a signal-to-noise ratio (SNR) of approximately 18 were obtained. However, large noises with specific frequencies were scattered across the diagonal area of the image.

In this study, we demonstrated the feasibility of an MR signal detector with an OPM and an FT. During measurement, the OPM exhibited a sensitivity of 14.7 fT/Hz^{1/2} at 300 kHz, which is the center frequency of the MR signals. However, the frequency response of the OPM distorts the frequency-encoded MR signals. An appropriate frequency response correction was applied to obtain flat frequency responses. In future, rapid imaging and higher SNR of MR signal detection are expected to be achieved by optimizing the OPM and FT and/or suppressing the noise caused by the MR system.

<u>Reference</u>

- 1) D. Budker, and M. Romalis: *Nature Physics*, **3**(4), 227 (2007).
- 2) I.M. Savukov, S.J. Selzer, M.V. Romalis, K.L. Sauer: Physical Review Letters, 95, 063004 (2005).
- 3) I.M. Savukov, V.S. Zotev, P.L. Volegov, M.A. Espy, A.N. Matlashov, J.J. Gomez, and R.H. Kraus Jr.: J. Magn. Reason., 199(2), 188 (2009).
- 4) K. Kamada, S. Taue, and T. Kobayashi: Jpn. J. of Appl. Phys., 50, 056602 (2011).

Nano-NMR technique based on NV center in diamond

S. Onoda¹ and J. Isoya²

¹National Institutes for Quantum Science and Technology, Takasaki 370-1292, Japan

²University of Tsukuba, Tsukuba 305-8573, Japan

Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is a promising technique for chemical analysis and molecular structure identification. Since it depends on the weak magnetic fields produced by a small thermal nuclear spin polarization, NMR suffers from poor molecule-number sensitivity. To overcome the low sensitivity, in 2013, a novel NMR technique based on Nitrogen-Vacancy (NV) centers in diamond has been proposed¹⁻²). The statistical nuclear spin polarization rather than thermal polarization has utilized for nano-NMR of (nm)³ samples. Compared to conventional NMR the number of nuclear spins required to generate a detectable signal is reduced by 12 orders of magnitude.

NV center is one of the numerous point defects in diamond. The most important features of the negatively charged NV centers is spin-state dependent photoluminescence at room temperature. A laboratory-built confocal microscopy (CFM) system is widely used to detect the photoluminescence from NV centers. A series of 532-nm laser excitation and microwave (MW) pulses are used for initialization, coherent manipulations, and readout of the electron spin-state of NV center. Fig. 1 (a) shows block diagram of CFM system for nano-NMR. Excitation laser (532 nm) and MW are pulsed by acousto-optic modulator (AOM) and MW switch. These are controlled by sequence/pulse generator. Pulsed laser is irradiated to diamond via an oil immersion objective lens (NA= $1.3\sim1.4$), and photoluminescence is detected by a single photon detector and fast counter after passing through a pinhole. Fig. 1 (b) shows the schematic draw of nano-NMR by NV center. The nuclear spins (¹H) in immersion oil are detected.

A dynamical decoupling technique based on the XY8-k pulse sequence which acts as a high-pass filter, to filter out low frequency noise is widely utilized for nano-NMR (Fig. 1(c)). This suppression of the noise source prolonged the electron spin coherence time of the NV centers by an order of magnitude or more. In addition to the noise suppression, the pulse sequence



Fig. 1. (a) Block diagram of CFM system for nano-NMR, (b) schematic draw of ¹H nano-NMR, (c) XY8-k pulse sequence, and (d) typical ¹H-NMR signals at various k-values.

serves as a narrow-bandpass filter, revealing Larmor precession of the transverse magnetization of external nuclei. Signals from these statistically polarized nuclei are detected if their precession period matches the cycle of the π -pulse train applied to the NV centers. Fig. 1 (d) shows typical NMR signals of ¹H in immersion oil at the various k from 8 to 24. The higher number of k, the sharper signals because of narrow-bandpass filter. In 2013, the resolution was a few hundred thousand ppm, however, it has improved down to less than 1 ppm in more recent years. In this talk, the current progress as well as the basis of nano-NMR based on NV center in diamond are presented.

The authors would like to thank the financial supports by JST-DFG "Strategic Japanese-German Joint Research Project (SICORP)" from 2010 to 2013, and JSPS KAKENHI Grant Numbers 26220903, 26246001 and 21H04646. Part of studies on creation of NV centers was supported by MEXT Quantum Leap Flagship Program (MEXT Q-LEAP) Grant Number JPMXS0118067395 and JST Moonshot R&D Grant Number JPMJMS2062. We thank Prof. Dr. F. Jelezko and his group members for their help in measuring nano-NMR at university of Ulm, Germany.

References

1) T. Staudacher et al., Science 339 (2013) 561., 2) H. J. Mamin et al., Science 339 (2013) 557.

Development of compact proton magnetometer using TMR sensor

Kosuke Fujiwara, Hiroshi Wagatsuma and Seiji Kumagai Spin Sensing Factory Corp.

The proton magnetometer operates as a magnetic sensor because the resonance frequency of NMR depends on the external magnetic field. Pulsed cutting of the magnetic field applied to a sample containing hydrogen ions causes magnetic relaxation of the protons, resulting in a free-induced decay (FID) signal. The magnitude of the magnetic field can be read by measuring the frequency of this FID signal. Since the proton magnetometer is based on the principle of frequency measurement, it is not easily affected by temperature, humidity, or individual differences in equipment, and can obtain measurement accuracy on the order of ppm. Due to their high measurement accuracy, proton magnetometers are used in fields such as subsurface and seafloor surveys and astrophysics.

A conventional proton magnetometer consists of a container of water or kerosene and a coil to apply a pulsed magnetic field and detect FID. It is difficult to miniaturize the conventional proton magnetometer because the FID signal decreases as the coil becomes smaller. In this study, we investigated the feasibility of a compact proton magnetometer by using tunnel magneto-resistance (TMR) sensor as the detection sensor of the FID signal. The TMR sensor is a highly sensitive magnetic sensor using magnetic tunnel junctions (MTJs), and its signal does not become smaller with miniaturization. In addition, the amount of water or kerosene as a signal source must be reduced in order to achieve a compact proton magnetometer. In this study, we verified the feasibility of a proton magnetometer when the volume of water is reduced to 1 cc.

The TMR sensor was deposited by a sputtering system and micro-fabricated by photo-lithography and argon ion milling. To improve the signal output of the TMR sensor, magnetic flux concentrators (MFCs) made of soft magnetic material was added. The size of the TMR sensor containing MFCs was $10 \ge 6.2 \text{ mm}^2$. The output of the TMR sensor was input to an oscilloscope and frequency counter through an amplifier circuit and a filter circuit. The sensor was placed in a coil for generating a pulsed magnetic field, and water in a plastic container was placed in the same coil. A large Helmholtz coil was placed outside the coil for the pulsed magnetic field, and the applied magnetic field from this Helmholtz coil was used as the external magnetic field. The magnitude of the external magnetic field was about 50 μ T, assuming a geomagnetic field. The frequency of the FID signal in this case is approximately 2.1 kHz.

Fig.1 shows the results of frequency measurements with the TMR sensor when the magnitude of the external magnetic field is varied. The change in frequency corresponded linearly to the change in the external magnetic field. Fig.2 shows the repeatability of frequency when the amount of water is varied. Repeatability on the order of ppm was obtained in the 500 cc to 1 cc range, demonstrating the feasibility of a compact proton magnetometer using TMR sensor.

Acknowledgement

This study was supported by Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA).





Fig.1 Change in frequency read by the TMR sensor when the external magnetic field is varied.



半導体/強磁性体積層構造における界面導入と周期長制御による

横ゼーベック係数の増大

北浦 怜旺奈¹, 石部 貴史¹, 水口 将輝², 中村 芳明¹ (阪大院基礎工¹, 名大未来研²)

Enhancement of transverse Seebeck coefficient in semiconductor/ ferromagnetic metal multilayer by introducing interface and controlling periodic thickness Reona Kitaura, Takafumi Ishibe, Masaki Mizuguchi, Yoshiaki Nakamura (Osaka Univ.¹, Nagoya Univ.²)

<u>はじめに</u>

熱から直接発電可能な熱電発電における一つの効果である異常ネルンスト効果は、同じ無次元性能指数 ZT が得られた際、ゼーベック効果を用いる場合と比較して、デバイスの熱電変換効率が高いと予測 されるため、多大な注目を集めている[1]。異常ネルンスト効果の ZT 向上には熱伝導率の低減と横ゼー ベック係数の増大が必要である。近年、薄膜化に伴う電子状態変化[2]、積層化に伴う界面効果[3]などの 様々な横ゼーベック係数増大法が報告されてきた。従来研究では、金属材料を用いているため、熱伝導 率が高く、ZT は低い値に留まる。一方、ゼーベック効果を用いた熱電変換では、アモルファス半導体や 半導体ナノ構造の導入によって、劇的な熱伝導率の低減が達成されている[4-6]。そこで我々は、低熱伝 導率なアモルファス半導体層と強磁性金属層からなる積層構造に着目し、熱伝導率の低減と横ゼーベック係数の増大の同時実現に成功してきた[7]。本研究では、積層周期長の減少に伴う電子状態変化及び界 面効果を同時に取り入れることで横ゼーベック係数のさらなる増大を狙う。具体的には、各層の層厚を 制御した半導体 Si/強磁性金属 Co 積層構造を作製し、横ゼーベック係数増大の観測を目的とした。

実験方法

電子線蒸着装置を用いて、Si (001)基板上に室温で Co, Si をそれぞれ同じ膜厚で交互に積層し Si/Co 積 層構造を作製した。比較用試料として、室温で Co 単層膜を作製した。構造評価には、ラマン分光法、X 線回析法、走査型電子顕微鏡法(SEM)を用いた。横ゼーベック係数評価には、物理特性測定装置を用い た。

<u>実験結果</u>

Si/Co 積層構造を SEM で観察したところ、各層で均一に積層されていることが分かった。横ゼーベック係数を測定したところ、周期長 20 nm の Si/Co 積層構造は、参照用の Co 単層膜よりも 2.4 倍程度 高い横ゼーベック係数を示した。さらに周期長を 10 nm まで減少させると、Si/Co 積層構造の横ゼーベック係数は、周期長 20 nm のものと比較して 1.6 倍増大し、0.34 μ V/K を達成した。本講演で詳細を報告する。

<u>参考文献</u>

M. Mizuguchi, et al, *Sci. Technol. Adv. Mater.* 20, 262 (2019). [2] T. C. Chuang, et al, *Phys. Rev. B* 96, 174406 (2017). [3] K. Uchida, et al., *Appl. Phys. Lett.* 114, 113902 (2019). [4] Y. Nakamura, et al, *Nano Energy* 12, 845 (2015). [5] T. Taniguchi, et al, *ACS Appl. Mater. Interface* 12, 25428 (2020). [6] Y. Nakamura *Sci. Technol. Adv. Mater. Interface* 19, 31 (2018). [7] R. Kitaura, et al., *Appl. Phys. Express* 14, 075002 (2021).

強磁性共鳴発熱効果により誘引される動的熱スピン注入の定量的評価

大日方初良、飯森陸 、大西絋平、木村崇 (九大院理)

Quantitative analysis of dynamical thermal spin injection induced by FMR heating effect S. Obinata, R. Iimori, K. Ohnishi, T. Kimura (Dept. of Physics, Kyushu Univ.)

<u>はじめに</u>

近年、強磁性体 / 非磁性体 2 層構造において、FMR を励起することで、強磁性体から非磁性体にスピン 流を注入する動的スピン注入法が注目されている。この動的スピン注入法は、素子作製が容易で、ワイヤレ スにスピン流を生成可能であるという点から、スピン流関連の物理現象の評価・検証に頻繁に活用されてい る。動的スピン注入の主な機構としては、スピンポンピングがよく知られているが、近年、新たな機構とし て、FMR 時に生じる強磁性共鳴発熱効果に起因した熱スピン注入の寄与も指摘されている¹。しかしながら 、これら 2 つの機構を実験的に区別することは単純ではなく、更に、熱スピン注入において生成されるスピ ン流には、スピン偏極伝導電子とマグノンの 2 つの寄与が混在する。したがって、これらの機構の詳細解明 及び、素子構造の最適化により、動的スピン注入効率の飛躍的増大が期待される。本発表では、熱スピン注 入の寄与を意識した素子を作製し、様々な条件下における動的スピン注入測定結果について議論する。

<u>実験方法</u>

試料は、図1に示すような、強磁性体である CoFeB(10 nm)と非磁性 体とである Pt(5 nm)からなる3層構造及び、電極である Cu(100 nm)か ら構成される。測定では、外部磁場を試料面内方向に印加しながら、 Cu 電極に振幅変調を施した高周波電流を印加し、動的スピン注入時に 非磁性体内で生成される逆スピンホール電圧を Cu 電極において、間接 的かつ、高精度に検出した。ここで、この3層構造においては、その 対称的な構造から CoFeB / Pt 界面のスピンポンピングの寄与は相殺さ れることが期待される。素子構造内の温度勾配を変化させ、熱スピン 注入を抽出するために、室温 298 K および、液体窒素下 77 K での測定 を行った。

<u>実験結果</u>

図2に、(a)室温および、(b)液体窒素下で動的スピン注入測定を行った結果を示す。室温では正の対称的なスペクトルが得られたのに対し、液体窒素下では、負の対称的なスペクトルが観測された。このスペクトルの符号反転は、3層構造内の温度勾配が変化したことで、スピン注入方向が変化したことを表しており、動的スピン注入における熱スピン注入の存在を示している²。本発表では、この結果に加え、熱スピン注入におけるスピン偏極伝導電子とマグノンの寄与を明らかにするために、動的スピン注入における強磁性体の膜厚依存性を調査した結果についても議論する。

参考文献

- 1) K. Yamanoi et al., Appl. Phys. Lett. 107(18), 182410 (2015)
- 2) S.Obinata et al., Scientific Reports. 12, 3467 (2022).



-86-

アモルファス GdFe フェリ磁性薄膜における 異常ネルンスト係数への異常ホール抵抗率の寄与 小林祐希¹, 笠谷雄一², 吉川大貴², 塚本新² (¹日本大学大学院理工学研究科,²日本大学理工学部) The effect of Anomalous Hall resistivity on Anomalous Nernst coefficient in amorphous GdFe ferrimagnetic thin film Yuki Kobayashi¹, Yuichi Kasatani², Hiroki Yoshikawa², Arata Tsukamoto² (¹Graduate school of Science and Technology, Nihon Univ., ²College of Science and Technology, Nihon Univ.)

はじめに 磁性が介在する熱電デバイスへの礎となる結晶系強磁性体における異常ネルンスト係数 S_{ANE} の体系的な検討がされており^[1],温度勾配(y方向)が勾配に直交(x)方向の電界に直接変換される寄与とゼーベック 効果により生じた電流と異常ホール効果による横電圧への寄与の和 $S_{ANE} = \rho_{yy}a_{yx} - \rho_{AHE}a_{yy}$ として表されること が報告されている^[2].本報告ではこの表式を用い,アモルファスフェリ磁性体における各項の寄与を検討す るため, GdFe 薄膜にて合金組成比を変えた際の S_{ANE} と異常ホール抵抗率 ρ_{AHE} の相関につき検討・報告する.

実験方法 異なる合金組成比の試料群 SiN(60 nm)/Gd_xFe_{100-x}(20 nm)/SiN(5 nm)/glass sub. (x = 16.7, 20, 25, 30, 40, 50, 60 at.%)をマグネトロンスパッタリング法により作製(以下試料 A, B, C, D, E, F, G)した. 室温における磁化

補償組成は 20 < x < 25 にあることを試料振動型磁力計に よる磁化曲線測定で確認した.低温側試料温度 T_1 を 310 K として膜面垂直(z)方向に外部磁界 H を印加し,膜面内(y) 方向に温度勾配 ∇T を与え,それらに直交する膜面内(x) 方向の電極間電圧 V_x を測定した.また,温度勾配を 0 K/cm として, y 方向に直流電流 0.1 mA を印加した際の x 方向の異常ホール電圧 V_{AHE} を測定した.

実験結果と考察 $\nabla T = 20$ K/cm の際の V_x の外部磁界依存性を Fig. 1 に示す. いずれの試料においても温度勾配と磁化方向に応じた V_x が測定された. 外部磁界 |H|における異常ネルンスト電圧 $V_{ANE}(H)$ を $2V_{ANE}(H) = V_x(+H) - V_x(-H)$ と定義し,電極間距離を W として, $V_{ANE}(H) = S_{ANE} \nabla T \cdot W$ より求めた異常ネルンスト係数 S_{ANE} と,異常ホール抵抗率 ρ_{AHE} の組成依存性を Fig. 2 に示す. Gd 含有量が増大すると $|S_{ANE}|$, $|\rho_{AHE}|$ は詳調に減少する傾向を示した. ρ_{AHE} と S_{ANE} の GdFe 組成比依存性が極めて類似し, a_{yy} は組成比に対し符号は変わらず単調変化すると考えられることからアモルファス GdFe フェリ磁性薄膜では $S_{ANE} = \rho_{yy}a_{yx} - \rho_{AHE}a_{yy}$ に対し右辺第二項の寄与が支配的であると考えられる. 当日は,ゼーベック係数 S_{SE} の GdFe 組成比に対する変化傾向も併せ,各項の寄与につき検討を行う.

<u>謝辞</u> 本研究の一部は, JSPS 科研費(21K04184)の支援を 受けたものである.

<u>参考文献</u>

- [1] K. Hasegawa et al., Appl. Phys. Lett. 106, 252405 (2015).
- [2] W. Zhou et al., Nat. Mater. Lett. 20, 463-467(2021).



Fig. 1 External magnetic field dependence of transverse voltage V_x of GdFe thin films



Fig. 2 Composition dependence of Nernst coefficient of GdFe thin films

SrTiO3 基板上の窒化物薄膜における異常ネルンスト効果の変調

伊藤啓太¹、Himanshu Sharma^{1,2}、水口将輝^{1,2,3}、高梨弘毅^{1,4}

(東北大金研¹、名古屋大²、阪大 CSRN³、原子力機構先端研⁴)

Modulation of the anomalous Nernst effect in nitride films on SrTiO3 substrates

Keita Ito¹, Himanshu Sharma^{1,2}, Masaki Mizuguchi^{1,2,3}, Koki Takanashi^{1,4}

(IMR, Tohoku Univ.¹, Nagoya Univ.², CSRN, Osaka Univ.³, ASRC, JAEA⁴)

【背景】 近年、新たなエネルギーハーベスト技術として金属強磁性体材料における異常ネルンスト効果(ANE) を利用した熱電変換が注目されている。しかし、現状では半導体材料におけるゼーベック効果(SE)を利用し た熱電変換に対して、熱電能が大幅に及ばない点が課題となっている。したがって、ANE による発電出力の 向上には、大きな異常ネルンスト係数(*S*_{ANE})を示す、新奇強磁性体材料の開発が必須の状況である。強磁性金 属窒化物の Fe₄N および Mn₄N 薄膜では、それぞれ 2.2 µV/K¹⁾および 0.50 µV/K²⁾の Fe 等の 3*d* 遷移金属よりも 大きな *S*_{ANE} が報告されている。本研究では、異なる酸化物基板上に Fe₄N および Mn₄N 薄膜をエピタキシャ ル成長することで、窒化物薄膜における *S*_{ANE} の成長基板依存性を評価した。

【実験方法】FeまたはMnおよび高周波ラジカルNの同時供給による分子線エピタキシー法により、MgO(001) および SrTiO₃(STO)(001)基板上に、基板温度 450 °C で Fe₄N および Mn₄N 薄膜(27 nm)のエピタキシャル成長 を試みた。構造は X 線回折(XRD)で評価した。作製した薄膜をホールバー形状の素子に加工し、ANE、SE、 異常ホール効果(AHE)を評価した。熱電効果の測定時には、温度勾配(∇T)を膜面内のホールバー長手方向(Fe₄N, Mn₄N[110])に、外部磁場を膜面外方向に印加した。 ∇T の測定には素子上に作製したオンチップ温度計を用い た³。

【結果】XRD 測定の結果から、各基板上への Fe₄N および Mn₄N 薄膜のエピタキシャル成長を確認できた。 MgO(001)基板上の Fe₄N 薄膜の S_{ANE} は 1.4 µV/K、ゼーベック係数(S_{SE})は-2.9 µV/K となった。STO(001)基板上 の Fe₄N 薄膜では、MgO(001)基板上の試料の 2 倍程度の S_{ANE} = 2.8 µV/K と、10 倍程度の S_{SE} = -27 µV/K が得 られた。Fe₄N 薄膜の成膜温度や膜厚を変えた実験の結果から、STO(001)基板の表面付近に酸素空孔が形成さ れ、酸素欠損領域において大きな負の S_{SE} が発現し⁴⁾、それにより生じたゼーベック電流が Fe₄N 層へと流れ 込み、AHE により横方向電流へと変換され、実効的な S_{ANE} が増強されたと考えられる。|S_{SE}|が大きな層を基 板との界面付近に形成することで、隣接する強磁性体薄膜の実効的な S_{ANE} が増強できることを示せた。 MgO(001)基板上の Mn₄N 薄膜では S_{ANE} = 0.20 µV/K、S_{SE} = -13 µV/K が得られた。一方で、STO(001)基板上の Mn₄N 薄膜においては S_{ANE} = 0.15 µV/K、S_{SE} = -19 µV/K となり、MgO(001)基板上に作製した Mn₄N 薄膜より も小さな S_{ANE} が得られた。縦抵抗率を ρ_{xx} 、横ペルチェ係数を a_{xy} 、異常ホール角を tan θ_{AHE} とすると、S_{ANE} = $\rho_{xx}a_{xy} - S_{SE}$ tan θ_{AHE} で示される。Fe₄N は a_{xy} と tan θ_{AHE} の双方が正であり、酸素欠損した STO 層の影響で試料全 体としての S_{SE} が負に増強されたことで、実効的な S_{ANE} が正に増強された。しかし、Mn₄N は a_{xy} が正である 一方で tan θ_{AHE} が負であり、S_{SE} が負に増強されたことで実効的な S_{ANE} が減少したと考えられる。

【参考文献】1) S. Isogami *et al.*, Appl. Phys. Express **10**, 073005 (2017). 2) S. Isogami *et al.*, Appl. Phys. Lett. **118**, 092407 (2021). 3) J. Wang *et al.*, Adv. Electron. Mater. **8**, 2101380 (2022). 4) H. P. R Frederikse *et al.*, Phys. Rev. **134**, A442 (1964).

【謝辞】本研究は JSPS 科研費基盤 C(JP21K04859)および基盤 S(JP18H05246, JP21H05016)、東北大学スピント ロニクス学術連携研究教育センター、東北大学金属材料研究所先端エネルギー材料理工共創研究センター、 東北大学電気通信研究所共同プロジェクトの支援を受けた。

Characterization of the anomalous Nernst effect in Fe_{4-x}Ni_xN films

W. Yin¹, K. Ito¹, Y. Tsubowa², M. Tsujikawa², M. Shirai², K. Takanashi^{1,3} (IMR, Tohoku Univ.¹, RIEC, Tohoku Univ.², ASRC, JAEA³)

[Introduction]

Thermoelectric power generation devices have a promising prospect because they can directly convert thermal energy to electric energy without pollution and noise. As one of the thermoelectric effects, the anomalous Nernst effect (ANE) generates an electric field (E_{ANE}) orthogonal to both magnetization and temperature gradient (∇T) in ferromagnetic materials. Fe₄N is a promising ferromagnetic material with relatively large anomalous Nernst coefficient (S_{ANE}) of 2.2 μ V/K [1]. In this study, Fe_{4-x}Ni_xN films were fabricated and their ANEs were characterized. The Fermi level of Fe₄N was tuned by adding Ni atoms and S_{ANE} was modulated.

[Experiments]

The Fe_{4-x}Ni_xN films were epitaxially grown on MgAl₂O₄(MAO)(001) substrates at 450 °C by molecular beam epitaxy. Fe and Ni were supplied by electron beam gun and N was simultaneously supplied by radio-frequency plasma gun. The structures of the samples were characterized by x-ray diffraction. The Ni/Fe ratio, *x*, in Fe_{4-x}Ni_xN films was characterized by electron probe micro analyzer, and *x* was changed in the range of $0 \le x \le 2.8$. The samples were microfabricated into a Hall bar shape, and ANE, the Seebeck effect, and the anomalous Hall effect (AHE) were characterized [2]. The external magnetic field dependence of E_{ANE} was measured at different ∇T for all the samples and S_{ANE} was estimated. The transverse conductivity (σ_{xy}) and the transverse thermoelectric conductivity of Fe₃NiN was calculated by the first-principles calculation [3].

Results

The Fe_{4-x}Ni_xN films were epitaxially grown on the MAO(001) substrates at 450 °C, but the uniform Fe_{4-x}Ni_xN phase was hard to form with the increase of x and started to decompose into FeNi at about x = 2.3. As for the result of ANE, the S_{ANE} decreased from 1.7 to 0.6 µV/K with the increase of x from 0 to 2.8. The addition of Ni did not improve the ANE in Fe_{4-x}Ni_xN. The Seebeck coefficient (S_{SE}) increased from -2.3 to 1.2 µV/K with the increase of x from 0 to 2.8. By using the experimental data of S_{ANE} , S_{SE} , and the anomalous Hall angle, α_{xy} was calculated. The result showed that α_{xy} decreased with the increase of x and the change of α_{xy} dominated the change of S_{ANE} . In order to enhance ANE in Fe₄N, another third element, which increases α_{xy} of Fe₄N, needs to be found. In the presentation, the obtained σ_{xy} and α_{xy} values of the sample with x = 1.2 will be compared with the calculation results.

[Acknowledgments]

This work was supported by the Grants-in-Aid for Scientific Research (S) (Grant No. JP18H05246) and (C) (Grant No. JP21K04859) from JSPS KAKENHI, Collaborative Research Center on Energy Materials, Institute for Materials Research, Tohoku University, and the Cooperative Research Project of the Research Institute of Electric Communication, Tohoku University.

[References]

[1] S. Isogami, K. Takanashi, and M. Mizuguchi, Appl. Phys. Express 10, 073005 (2017).

[2] J. Wang, Y.-C. Lau, W. Zhou, T. Seki, Y. Sakuraba, T. Kubota, K. Ito, and K. Takanashi, Adv. Electron. Mater. 8, 2101380 (2022).

[3] Y. Tsubowa, M. Tsujikawa, and M. Shirai, the 69th JSAP spring meeting 2022, 23a-E205-5 (2022).

強磁性/重金属界面における動的スピン注入の圧力効果

飯森陸、大日方初良、光田暁弘、木村崇 (九大院理)

Pressure effects on dynamical spin injection at ferromagnet/heavy metal interface R. Iimori, S. Obinata, A. Mitsuda, T. Kimura (Dept. of Phys, Kyushu Univ.)

<u>はじめに</u>

近年、強磁性(FM)/非磁性重金属(HM)二層膜におけるスピン軌道相互作用に起因した電流とスピン流の相互 変換が注目されている。FM/HM における電流-スピン流変換の起源として、バルクのスピンホール効果や界 面のラシュバ・エデルシュタイン効果が知られているが、電流-スピン流変換効率は数パーセントと極めて小 さい。一方で、FM/HM 界面におけるラシュバ型スピン軌道相互作用や交換相互作用は界面の原子間距離に極 めて敏感であることが予想され、界面状態を何らかの外的作用により制御できれば、スピン流生成効率の飛 躍的増大が期待され、スピン流のデバイス応用に向けて極めて重要な結果となる。そこで最近我々は、高圧 力下において強磁性共鳴によるスピン流注入を行う手法を新たに開発した^{1,2}。今回の発表では、この手法を 用いて、FM/HM 二層膜におけるスピンホール信号の圧力依存性について議論する。

<u>実験方法</u>

本研究で用いた試料は、CoFeB(10 nm)/Pt(5 nm)および CoFeB(10 nm)/Ag(5 nm)/Bi(10 nm)であり、DC スパッタリング 法により成膜した。圧力印加にはピストンシリンダー型圧力セ ルを用いて、数 GPa 程度の圧力下において動的スピン流注入 による逆スピンホール信号を測定した(図1)。加えて、圧力 印加前後の膜質・界面状況を断面 TEM やX線反射率法を用い て解析した。

<u>実験結果</u>

図2に、CoFeB(10 nm)/Pt(5 nm)二層膜における動的スピン流注入に よる逆スピンホール信号の圧力依存性の結果を示す。1 GPa までの圧 力印加により、逆スピンホール信号が約 10%増加した。また、同時 に強磁性層のダンピング定数の増大も確認した。これらの増強効果 の起源として、界面スピンミキシングコンダクタンスの増強や Pt 層 のスピンホール角の増強効果が予想される。そこで、これらの起源 を解明するため、同積層構造における磁気抵抗効果やトンネル接合 を用いた Pt 層のスピンホール角の精密測定、更には、スピンホール 伝導度の圧力依存性に関する DFT 計算を行い、界面の交換相互作用 の圧力増強が支配的であると結論付けた。

当日はこの結果に加え、CoFeB(10 nm)/Ag(5 nm)/Bi(10 nm)における ラシュバ型スピン軌道相互作用の圧力変調を狙った研究についても 紹介する。

参考文献

- 1) S.Obinata et al., Appl. Phys. Lett. 118, 152401 (2021)
- 2) R. Iimori et al., Appl. Phys. Express 15, 033003 (2022)



図1: 圧力セルを用いた動的スピン注入測定



07aB - 7

ST-FMR 測定における周波数依存アーティファクト

洞口泰輔¹、山野井一人¹、松尾衛²、能崎幸雄^{1,3} (¹慶大理工、²中国科学院大学 Kavli-ITS UCAS、³慶大スピン研) Frequency-dependent Artifact in ST-FMR Measurements T. Horaguchi1, K.Yamanoi1, M.Matsuo2, Y.Nozaki1,3 ¹Keio Univ., ²Kavli-ITS UCAS, ³CSRN Keio Univ.

<u>はじめに</u>

スピントルク強磁性共鳴(ST-FMR)法[1]は、非磁性体(NM)/強磁性体(FM)二層膜におけるスピントルク効率 の評価に広く用いられる手法である。二層膜に交流電流を印加すると、スピンホール効果等により NM が生 成するスピン流のスピントランスファートルクと、電流のエルステッド磁場由来のトルク協奏により FMR が 誘引される。その際、それぞれのトルクに由来する FMR スペクトルを対称成分と反対称成分として分離でき るため、単位電流あたりのスピントルク効率を求めることができる。しかし、NM/FM 二層膜では NM から FM へのスピン流注入と同時に、逆スピンホール効果や縦型スピンゼーベック効果に起因する起電力などの アーティファクト信号がスペクトルに重畳するため、これがスピントルク効率の評価を阻害することが指摘 されており、その分離手法についてこれまで精力的に研究されてきた[2,3]。

われわれは、これまでの ST-FMR 測定ではほとんど無視されてきた周波数依存性に着目して FMR スペクト ルの分析をしたところ、NM/FM 二層膜に印加した交流電流の周波数に依存した大きなアーティファクト電圧 を発見した。本発表では、この周波数依存アーティファクトの起源を検討した結果を報告する。

<u>実験方法・結果</u>

マグネトロンスパッタリングを用いたリフトオフ法により、Si 基板上に NM(10 nm)/Ni₉₅Cu₅(10 nm)二層膜の細線を作製し、これに交流電流印加用のコプレーナ線路を取り付けた。このような素子にマイクロ波信号発生器を接続し、外部磁場を細線から 45°方向に印加しながら、交流電流印加時に発生する整流電圧をバイアステー経由で測定した。NM 層としてスピン軌道相互作用(SOI)の強い Pt と、弱 SOI の Al, Cu を用いた場合について、*f* = 5~30 GHz の周波数領域でスピントルク効率を評価した。

実験結果

図1にNM=Pt, Al, CuのNM/Ni-Cu細線について測定したスピントルク効率の周波数依存性を示す。30 GHz でのスピントルク効率は、Pt:0.07、Al:0.02、Cu:0.006であり、先行研究の報告値と矛盾しない。しかし、 10GHz以下の低周波数領域を見ると、スピントルク効率が周波数の低下にしたがって急激に増加しており、 Cuでは5 GHz で 30 GHz の時の4倍にも達した。ST-FMR 理論によると、スピントルク効率は周波数に依存 しないと考えられるため、何らかのアーティファクト信号が重畳していると考えられる。本発表では、低周 波数領域でみられたアーティファクトの原因として、(1) FM 層からのスピンポンピングによる逆スピンホー ル電圧、(2) 磁化ダイナミクス誘引による発熱が膜厚方向に作る温度勾配によって生じる熱スピン起電力、(3) 低磁場領域での磁化未飽和の影響、および(4) 非線形マグノン散乱によるポンピングスピン流増大について、 それぞれの可能性を定量的に検討した結果を報告する。



参考文献

[1] L.Liu *et al.* Phys. Rev. Lett., **106**, 036601 (2011).
 [2] Kondo *et al.* APEX **9** 023002 (2016)
 [3]Karimeddiny *et al.* PRAppl. **14** 024024

Ti/W 傾斜材料におけるスピントルク効率の成膜条件依存性

中山颯人¹,洞口泰輔¹, Thomas Scheike¹,山野井一人¹,能崎幸雄^{1,2} (慶大理工¹,慶大スピン研²)

Sputtering condition dependence of spin-torque efficiency in Ti/W composition graded material

H. Nakayama¹, T. Horaguchi¹, T. Scheike¹, K. Yamanoi¹, and Y. Nozaki^{1,2}

(Dept. of Phys., Keio Univ.¹, CSRN, Keio Univ.²)

はじめに

近年、新奇なスピン流生成機構としてスピン渦度結合(SVC)が注目を集めている。しかし、SVC における スピン軌道相互作用(SOI)の寄与など、その微視的機構には未解明な点が多い。われわれは、異種材料の接合 界面をナノスケールで組成変調させた材料(傾斜材料)を作製し、界面構造と生成されるスピン流の相関を調べ ることにより、組成傾斜部の電気伝導度勾配が作る電流渦の SVC 由来のスピン流に関する研究を行っている。 今回、SOI の大きさや符号が違う Ti と W からなる傾斜材料を異なる成膜条件で作製し、そのスピントルク効 率の成膜条件依存性を調べたので報告する。

実験方法

マグネトロンスパッタリングとフォトリソグラフィーを用いたリフトオフ法により、Si 基板上に Ti(10)/ W(t_i /2)/Ti(t_i /2)/W(10)/Ni₉₅Cu₅(10)/SiO₂(20)多層膜を成膜した(膜厚の単位は nm)。Ti(10)と W(10)の間に挿入した 極薄の W/Ti 層の厚さ t_i は、0 から 2.0 nm まで 0.5 nm 刻みで変化させた。本実験では、Ti と W のスパッタ成 膜レートが異なる 2 種類の条件(F: 0.99 Å/s (W), 0.82 Å/s (Ti)と S: 0.46 Å/s (W), 0.22 Å/s (Ti))で多層膜を作製し た。これらの試料に対し、原子間力顕微鏡(AFM)で表面観察を行い、ラフネスの成膜条件依存性を調べた。 さらに、スピントルク強磁性共鳴(ST-FMR)法[1]を用いて、各々の Ti/W 傾斜材料のスピントルク効率 ξ_{FMR} を 評価し、 ξ_{FMR} の t_i 依存性が成膜条件によりどのように変化するのかを調べた。

実験結果

Fig.1 に成膜条件(F)と(S)で作製した多層膜表面の二乗平均平方根粗さRmsのti依存性を示す。スパッタリン グ速度を遅くすることにより、試料表面の粗さが大きく低減されている様子がわかる。また、成膜条件(F)の 表面には、高さ1.5 nm 程度の島状の析出物が見られたのに対し、成膜条件(S)の表面には全く見られなかった。 Fig.2 は、成膜条件(F)と(S)で作製した多層膜について測定したξFMR のti 依存性である。成膜条件(S)の場合、 Si/Al 傾斜材料を用いた先行研究の結果[2]と同様に、ti の減少に伴いξFMR が正方向に増加する傾向が見られた。 一方、成膜条件(F)では、ti に対するξFMR 変化にばらつきが大きい。したがって、組成傾斜幅によるスピント ルク効率の制御には、傾斜界面の凹凸を抑えることが重要であると考えられる。





Fig.1 Root mean square roughness $R_{\rm ms}$ as a
function of insertion layer thickness t_i samples pre-
(b) t_i depended

Fig.2 (a) t_i dependence of spin-torque efficiency ξ_{FMR} for samples prepared under sputtering condition (F)
(b) t_i dependence of ξ_{FMR} for samples prepared under sputtering condition (S)

参考文献

[1] L. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 106, 036601 (2011).

[2] T. Horaguchi et al., submitted (https://www.researchsquare.com/article/rs-955888/v1).

反強磁性絶縁体 NiO を介した熱スピン効果の光学測定

山崎匠, 関剛斎, 窪田崇秀, 高梨弘毅 (東北大金研) Optical measurement of thermo-spin effects through antiferromagnetic insulator NiO T. Yamazaki, T. Seki, T. Kubota, and K. Takanashi (IMR, Tohoku Univ.)

はじめに

スピンカロリトロニクスの進展に伴い,磁性材料が新たな熱電発電・熱マネジメント技術のコア材料とし て注目を集めている.熱流とスピン流の相互変換現象である熱スピン効果はスピンカロリトロニクス現象の 一種であり,熱流を出力とする熱スピン効果にはマグノンや伝導電子により駆動する2種類の効果がある[1]. 非磁性金属/強磁性金属という金属接合系においては複数の熱スピン効果が同時に発現する上,強磁性金属層 において磁気熱電効果である異常エッチングスハウゼン効果(AEE)[2]による熱流も生成される.このよう に,金属接合系における温度変化は複数の物理的起源が寄与しており,温度変化の詳細を理解するためには, これらの寄与を分離することが不可欠である.そこで本研究では,非磁性金属(Pt)/強磁性金属(Co₂₀Fe₆₀B₂₀) 間に反強磁性絶縁体 NiO を挿入し,強磁性金属層を電気的に絶縁することで,AEE の寄与を排除した熱スピ ン効果の測定を試みた.

実験結果

Pt/NiO/Co₂₀Fe₆₀B₂₀ (CoFeB)三層構造において Pt に電流を流すと、スピンホール効果によりスピン流が生成 される. このスピン流は反強磁性絶縁体である NiO を介して CoFeB に注入され, 最終的に熱スピン効果によ る熱流が生じる. NiO はマグノンやスピン揺らぎによってスピン角運動量を輸送する一方, PtーCoFeB 間を 電気的に絶縁するため、CoFeBにおける AEE を排除した測定が可能となる.マグネトロンスパッタリング法 により MgO(111)基板上に Pt(10 nm)/NiO(t)/CoFeB(20 nm)を作製した後, Al-O(20 nm)/Cr(5 nm)/Au(100 nm)をイ オンビームスパッタリング法により成膜した.ここで Au 層は測温用トランスデューサーとなる.そして薄 膜試料を幅 400 μm,長さ 2.5 mm の矩形状に微細加工した.熱スピン効果による温度変化の測定には,反射 率の温度依存性(サーモリフレクタンス)を利用した光学的測温技術とロックイン検出を組み合わせたロッ クインサーモリフレクタンス法[3]を用いた. ロックインサーモリフレクタンス法では試料の温度振幅Aと位 相 ϕ の温度変化情報を取得できる.t = 10 nmのデバイスにおいて、入力電流の位相での温度変化を表す ΔT (= Acos Ø)の磁場 H 依存性を測定したところ, CoFeB の磁化曲線と同じ挙動を示した. Pt 層と CoFeB 層の間の 抵抗測定により NiO 層が絶縁体であることは確認されており,熱スピン効果は強磁性層の磁化に比例するこ とから、ΔT が熱スピン効果に由来することが示された.続いて、熱スピン効果の信号強度を最大化する最適 な t を決定するため、t = 5-50 nm の範囲で A_{odd} の t 依存性を調査した. ここで A_{odd} は、 $A_{odd} = |A(+H)e^{i\phi(+H)} - b_{odd}$ A(-H)e<sup>i
#(-H)</sup>)/2 で定義され, Hに依存しないバックグラウンド信号が除去された温度振幅を表す. Aodd は t = 10 nm で最大値を示し, t の増加とともに単調に減少した.この結果から,本研究で用いた三層構造において AEE の寄与を排除し熱スピン効果を最大化できる最適な NiO 層厚さは, t = 10 nm であることがわかった.ま た, Aoddのt依存性から NiOのスピン透過長を見積もったところ,得られた値は先行研究[4,5]と同じオーダー であり、Aoddのt依存性がNiO中のスピン輸送を反映した結果となった.

謝辞

本研究は JSPS 科研費(JP18H05246, JP21K20392)の支援を受けて行われた.

<u>参考文献</u>

1) K. Uchida, Proc. Jpn. Acad., Ser. B **97**, 69 (2021). 2) T. Seki *et al.*, Appl. Phys. Lett. **112**, 152403 (2018). 3) T. Yamazaki *et al.*, J. Phys. D: Appl. Phys. **54**, 354001 (2021). 4) Y. Wang *et al.*, Science **366**, 1125 (2019). 5) T. Ikebuchi *et al.*, Appl. Phys. Express **14**, 123001(2021).

DMIを利用したバイアスフリー SOT-MRAM のシミュレーション解析

渡邊丈士良,仲谷栄伸

(電通大)

Computer Simulation of Bias-free SOT-MRAM with DMI J. Watanabe, and Y. Nakatani (Univ.of Electro-Comm.)

1 はじめに

近年、不揮発性メモリの一種として Spin-orbit torque MRAM(以下 SOT-MRAM) が研究 されている。SOT-MRAM は Spin-transfer torque MRAM(以下 STT-MRAM) で問題視され ていた耐久性の問題を、読み書き電流を別々にしたことによって解決したメモリ様式であ る。しかし、その特性上 DMI¹¹ などのアシスト効果を加える必要がある。しかし、DMI の アシスト効果ではパルス幅によって反転の有無が変化するとの問題がある。そこで本研究 ではスピンを自由層の一部に加えることによる改善法を提案し、シミュレーションによっ て提案手法の有効性を調査した。

2 シミュレーション概要

直径が 40 nm、膜厚が 2.0 nm の円形薄膜を計算対象とし、シミュレーションの為こ れを格子幅 1.0 nm で離散化した。材料定数は、飽和磁化 $M_s = 1000 \text{ emu/cm}^3$ 、交換ス ティッフネス定数 $A = 1.5 \mu \text{erg/cm}$ 、DMI 定数 $D = 1.0 \text{ erg/cm}^2$ 、損失定数 $\alpha = 0.1$ 、 $\gamma = 17.6 \text{ Mrad/s} \cdot \text{Oe}$ 、スピンホール角 $\Theta = 0.3$ 、電流密度 $0.3 \sim 6.0 \text{ TA/m}^2$ とし、スピンを 加える範囲は 100% ~ 50% まで変化させた。

DMI 値を素子の中でスピンが通る領域では 1.0 erg/cm² としてそれ 以外の領域では 0.0 erg/cm² とした。DMI の有無によって熱安定性指 数 (以下、 Δ) が変化する為、スピンを加える範囲ごとに Δ が 60^{2}) とな る磁気異方性定数 K_u を求めた。続いて、放置時間を 3.0 ns に固定し た上でパルス幅を 0.05~1.0 ns まで変化させた時の最終平均磁化をマ イクロマグネティックシミュレーションによって調査した。

3 結果および考察

スピンを加える範囲を 100% と 75% にし、放置時間を 3.0 ns に固定 し、パルス幅を 0.05~1.0 ns まで変化させた時の最終磁化平均を Fig. 2,3 に示す (縦軸:電流密度、横軸:パルス幅)。この時、赤色領域は反 転成功、青色領域は反転失敗、紫色領域は反転途中を表している。Fig. 2,3 からスピンを加える範囲が 100% の場合はパルス幅が一定以上であれ ば常に反転することが分かる。この原因を調べるために、パルス幅を 0.5 ns に固定し、電流を切った直後の磁化平均を調べた (Fig. 4)。Fig. 4 から、スピンを加える範囲が 100% の時の磁化平均は 0.5 π rad とな るが、75% の時は磁化平均が 0.5 π rad 以上となる。このことから、ス ピンを加える範囲が 100% の時は素子の中心に磁壁構造が出来ている と考えられるが、75% の時は電流切断直後の磁壁構造が +y 方向に移 動するため、パルス幅によらずに確実に反転すると考えられる。

磁壁構造が移動する理由としては、無電流範囲 (DMI が 0.0 erg/cm²) を設けることでその範囲での磁化方向がスピンの向きにとどまるので はなく反転するようになり、磁壁が +y 方向に押されるからであると 考えられる。

References

- 1) S. Rohart and A. Thiaville Phys. Rev. B 88, 184422
- 2) K. Ikegami , IEEE, IEDM.2015.7409762



Fig. 1 Bias-free SOT-MRAM



Fig. 2 The range of spin : 100 %



Fig. 3 The range of spin : 75 %



Fig. 4 The effect of range of spin (time : 0.5ns)

講演取消

拡張型ランダウ自由エネルギーモデルを用いた

ナノ磁性体の磁化反転解析とデバイス構造設計

國井創大郎、増澤賢、Alexandre Foggiatto、三俣千春、小嗣真人* (東京理科大学 先進工学部)

Mechanism of magnetization reversal and structural design of nanomagnet using

extended Landau Free Energy Model

Sotaro Kunii, Ken Masuzawa, Alexandre Lira Fogiatto, Chiharu Mitsumata and Masato Kotsugi* (Tokyo University of Science)

背景

ナノ磁性体において磁気機能と微細組織の関係性を明らかにすることは重要である。磁化反転過程や保磁 力などを代表例に、マクロとミクロは個別に解析されてきたが、両者の関係性は極めて定性的であった。

方法

そこで我々は、伝統的なランダウ自由エネルギーモデルに情報科学を適用することで、「拡張型ランダウ自 由エネルギーモデル」を設計した。本モデルでは、磁区構造の空間情報を積極活用して情報空間上に新たな エネルギーランドスケープを描画する。ミクロな磁区構造とマクロな磁化反転現象を階層を超えて双方向接 続でき、起源となる磁気的相互作用の因果解析を可能とする。

結果

研究では、パーマロイナノ磁性体の磁区構造データを対象に、パーシステントホモロジーを用いて特徴量 を作成すると共に、リッジ回帰、主成分分析、アダマール積を用いてエネルギーモデルを設計した。シンプ ルな変数変換と微分によって、反転に要するエネルギー障壁と特徴量の関係性を構築できた。解析の結果、 ピニング現象では静磁エネルギーが支配的なことを示すことができた。また各々のエネルギー障壁が実空間 上でどのように蓄積されるかも可視化できた。さらにデバイス構造をトポロジーの観点から逆設計すること ができる。このことから今後応用への発展も期待される。



参考文献

- 1) K. Masuzawa et al, T. Magn. Soc. Jpn.,6, (2022), 1
- 2) T. Yamada and M. Kotsugi et al., Vac. Surf. Sci. 62, (2019) 15

磁化反転現象の因果解析に向けた

拡張型 Landau 自由エネルギーモデルの設計

增澤 賢, Alexandre Lira Foggiatto, 三俣 千春, 小嗣真人 (東理大先進工)

Design of the extended Landau free energy model for causal analysis of magnetization reversal phenomenon

Ken Masuzawa, Alexandre Lira Fogiatto, Chiharu Mitsumata, Masato Kotsugi

(Tokyo Univ. of Science)

<u>はじめに</u>

電気自動車の急速な普及を背景に、モーターのエネルギー変換効率を決定付ける保磁力メカニズムの理解 が求められている。保磁力や磁化過程を理解するための理論として長らく利用されてきた Ginzburg-Landau 理論では、保磁力は磁化反転に必要なエネルギー障壁の高さによって決定づけられ、エネルギー地形の鞍点 が保磁力に対応している。その一方で、同理論では平均場近似に基づいた一様な有効場を前提とするため、 粒界等を含む現実的な磁性材料の保磁力の説明が困難であった。そこで本研究では、磁区構造の不均一性を 取り扱いながらも磁化反転現象を説明可能な、「拡張型 Landau 自由エネルギーモデル」の設計^[1]および解析 を行った。

<u>実験方法</u>

実験は、異なる膜厚を持つ単結晶 Bi 置換鉄ガーネット(YIG)を対象に、Kerr 顕微鏡を用いて磁区構造の垂 直磁場依存性のデータを取得した。各々の磁区構造画像から、交換エネルギーおよび静磁エネルギーの2種 類を算出し、合計を全エネルギーとした。またパーシステントホモロジー(PH)解析と主成分分析(PCA)を用い て磁区構造変化を二次元の特徴量で記述した^[2]。これをエネルギーの記述子としてエネルギー地形を描画す ることで、磁区構造と磁化反転過程と各種エネルギーの対応関係を可視化した^[1]。さらに設計した地形の勾 配解析を行い、エネルギー障壁を算出するとともに、磁化反転に寄与する位置を逆解析した。

実験結果

Fig.1は、実材料 YIGの磁区構造データから得られた全エネ ルギー地形である。PC1とPC2は互いに直交する基底であり磁 区構造の微細組織の特徴を表している。データ分布は飽和,核 生成,保磁力の磁化反転に伴い連続的にプロットされ,保磁力 は主にPC1の関数として表現された。また静磁エネルギー地形 および交換エネルギー地形を特徴量で微分して詳細解析した 結果,微細なエネルギー障壁を乗り越えることで磁区成長モー ドの変化が起こっていることが分かった。さらに各エネルギー 項は相互に関係しており,有効場の符号の違いが磁区の成長モ ードの違いを生んでいることが明らかとなった。これに加えて, エネルギー障壁前後における逆解析の結果から,磁区成長モー ドを決定づける磁区の位置を可視化できた。本手法は,巨視的 な磁化反転過程と微細な磁区構造変化の因果関係を自由エネ ルギーの観点で解析可能なため,保磁力などの様々な磁気特性 の発現メカニズムの理解に貢献できると期待される。



Fig1. Extended Landau Free Energy model

<u>参考文献</u>

- 1) K. Masuzawa et al, T. Magn. Soc. Jpn.,6, (2022), 1
- 2) T. Yamada and M. Kotsugi et al., Vac. Surf. Sci. 62, (2019) 15

Interpretation of Coercivity and Energy Mechanism based on the **Extended Energy Landscape Model**

A. L. Foggiatto^A, S. Kunii^A, C. Mitsumata^{A,B} and M. Kotsugi^A ^ADept. of Mater. Sci. and Tech., Tokyo Univ. of Science, ^BNIMS

Coercivity is expressed as a complex correlation between magnetization and microstructure; moreover it is an important property for describing material functions. In real materials, metallography highly influences the magnetic properties owing to the various processes as defect pinning of domains walls.^{1,2} To improve the electrical devices, the coercivity mechanism must be

clarified. However, owing to multiple intrinsic origins, coercivity cannot be easily described in the framework of conventional Ginzburg-Landau (GL) theory.³

In this work, we used machine learning, principal component analysis (PCA), to draw a realistic energy landscape of magnetization reversal process for permalloy considering various density of defects. Fig. 1 displays the energy landscape as a function of the first and second principal component (PC1 and PC2). The landscape map enabled visualization of the energy and in-plane, x-axis considering various defects coercivity as a function of feature space components. We observed that PC1 has a linear corelation with the magnetization, while the PC2 has a polynomial correlation with the energy. As a result from energy landscape analysis, magneto-static energy mainly influences the demagnetization reversal process. Therefore, we consider the prediction of magneto-static energy as described in Fig.2 The training was based in the extended landscape model. We could predict the







Fig. 2. Demagnetization energy prediction using the energy landscape parameters as the input.

energy with $R^2 \sim 0.80$. This result shows that the extended energy model can be use to clarify the coercivity mechanism and to predict the system energy based on the feature space components.

[1]A. Hubert, R. Schäfer "Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures" (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998). [2] C. H. Chen, et al., J. Appl. Phys. 93, 7966 (2003) [3]L. D. Landau and E. M. Lifshitz: "Statistical Physics" (Pergamon, Oxford, 1980)

Cr-Ge 系 Chimney-Ladder 化合物の高温高圧合成および磁性

佐々木拓也,野田航希,ガイダ ニコ アレクサンダー,丹羽健,<u>長谷川正</u> (名古屋大工)

High-pressure synthesis and magnetic properties of Cr-Ge Chimney-Ladder phase T. Sasaki, K. Noda, N. A. Gaida, K. Niwa, M. Hasegawa (Nagoya Univ.)

はじめに

4~9 族金属 *M* と 13~15 族元素 *X* からなる金属間化合物 M_mX_x (1.25 < *x/m* < 2) には Chimney-Ladder (CL) 構造と呼ばれる結晶構造を持つ物質群が存在する.この構造は *M* 原子の作る正四角柱状煙突 (Chimney)の 中を *X* 原子の作る梯子が螺旋階段状 (Ladder) に上っていくような原子配列をとる.Cr-Ge 系 CL 化合物とし ては,常圧下で Cr₁₁Ge₁₉(CrGe_{1.72}),高圧下では 4–5.5 GPa で Cr₄Ge₇(CrGe_{1.75})¹), 15 GPa で CrGe_{1.77}²)の合成報告 がされており,合成圧力と組成比 *x/m* の間に正の相関があると推察される.また,常圧相 Cr₁₁Ge₁₉ はキュリ 一温度が 85 K の遍歴強磁性体であると報告されているが³),高圧相の詳細な磁性は報告されていない.そこ で本研究では,大容量マルチアンビル型高圧発生装置を用いて物性評価に十分な量の Cr-Ge 系 CL 構造金属 間化合物を合成し,これらの磁性を調査した.

実験方法

出発合金試料を Ar 雰囲気グローブボックス内で粉砕および試料カプセルへの充填を行い,高圧実験セルを 作製した. 圧力発生装置には DIA 型および川井型マルチアンビル高圧発生装置を使用した. 所定の圧力まで 加圧した後,60分間加熱した. 加熱終了後,急冷・減圧し,試料を常圧常温に回収した. 回収試料は X 線回 折測定および磁化測定にて評価を行った.

実験結果

Fig.1 に、14 GPa、1000 °Cの合成試料の XRD パターンを示す. このパタ ーンを CL 化合物 Cr_mGe_x として超空間群を用いた Le Bail 解析を行ったと ころ、組成比 x/m (= c_M/c_X) は 1.772 であった. 同様に 2, 5, 7, 10 GPa の 圧力で合成した試料の XRD パターンは Fig.1 と比べて僅かにシフトした位 置に回折ピークが出現し、組成比 x/m はそれぞれ 1.737, 1.747, 1.755, 1.763 であった. したがって、合成圧力によって組成比 x/m が異なる CL 化合物 Cr_mGe_x が生成し、合成圧力の増加に伴って Ge に富んだ CL 化合物が合成さ れることがわかった. 高圧合成した全ての試料は 2 K での磁化曲線におい てヒステリシスを示した. Fig.2 に示したように、14 GPa、1000 °Cにて合成 された CrGe_{1.772} の磁化の温度依存性には強磁性転移が見られ、キュリー温 度は T_c = 332 K であった(H=10 kOe). 同様に CrGe_{1.737}, CrGe_{1.747}, CrGe_{1.755}, CrGe_{1.763} のキュリー温度はそれぞれ 143, 208, 257, 296 K であった. した がって、より Ge に富んだ組成を持つ CL 化合物がより高いキュリー温度を 有することが明らかとなった⁴.

参考文献

- 1) H. Takizawa, T. Sato, T. Endo, M. Shimada: J. Solid State Chem., 73 427 (1988).
- T. Sasaki, K. Kanie, T. Yokoi, K. Niwa, N. A. Gaida, K. Matsunaga, M. Hasegawa: Inorg. Chem., 60 1767 (2021).
- 3) N. Jiang, Y. Nii, R. Ishii, Z. Hiroi, Y. Onose: Phys. Rev. B., 96 144435 (2017).
- T. Sasaki, K. Noda, N. A. Gaida, K. Niwa, M. Hasegawa: Inorg. Chem. 60 14525 (2021).



Fe²⁺Ti⁴⁺置換系 Ba₁₂Fe₂₈Ti₁₅O₈₄の作製

小沼 裕基、柿崎 浩一、神島 謙二 (埼玉大学) Synthesis of Fe²⁺Ti⁴⁺ substituted Ba₁₂Fe₂₈Ti₁₅O₈₄ H. Onuma, K. Kakizaki, K. Kamishima (Saitama Univ.)

<u>緒言</u>

現在、Ba-Fe-Ti 系酸化物のうち、磁性と誘電性両方を示す Ba₁₂Fe₂₈Ti₁₅O₈₄が報告されている。¹⁾先行研究ではこの物質中の2つの Fe³⁺を Me²⁺(=Zn²⁺, Mg²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Co²⁺)と, Ti⁴⁺で置換することに成功 した。²⁾本実験では未だ報告例の無い Me²⁺=Fe²⁺とすることで、新規組 成試料の作製を試みた。置換イオンの占有サイトによっては飽和磁化 の増加も期待できる。

<u>実験方法</u>

試料は粉末冶金法にて作製した。仕込み比が Ba: Ti: Fe³⁺=12:15+x: 28-2x となるように BaCO₃, TiO₂, α-Fe₂O₃ を秤量し、遊星ボールミルを 用いて 1100 rpm で 10 分間粉砕を行った。その後、得られた試料を 1000℃で 10 時間仮焼成し、この仮焼成粉に目的組成となるように Fe₃O₄ を秤量後、混合した。この混合粉を外径 10 mm, 内径 3 mm のトロイダ ル状に成型し、約 1 Pa で石英管に真空封入後、1200℃ で 5 時間焼成し た。なお、x=0 の試料のみ大気中で焼成した。得られた試料の結晶構造 は粉末 X 線回折法(XRD)にて解析し、磁気特性は振動試料型磁力計 (VSM)、SQUID 磁束計にて調べた。

<u>実験結果</u>

図1に異なる仕込み量xで作製した試料のX線回折図を示す。x=0, 1.0, 2.0で Ba₁₂Fe³⁺_{28-2x}Ti_{15+x}Fe²⁺_xO₈₄が単相で得られ、置換は成功した。x=3.0ではチタン酸バリウムを主相とする混相が得られた。これらの結果は Me²⁺=Zn²⁺, Ni²⁺で置換した先行研究と同様の傾向である。²⁾

図 2 に *x*=0, 1.0, 2.0 組成試料の熱磁気曲線を示す。*x* の増加に伴い、 キュリー温度 *T*_C が低下した。これは磁気モーメントを担う 2 つの Fe³⁺ のうち 1 つを非磁性の Ti⁴⁺で置き換えたことで、局所的な超交換相互 作用が弱まったためだと考えられる。

図 3 に x=0, 1.0, 2.0 組成試料の 1.8 K における磁化曲線を示す。H=70 kOe での磁化は x=0 の無置換試料よりも置換後の x=1.0, 2.0 試料の方 が大きくなった。5 μ_B の磁気モーメントをもつ Fe^{3+} イオンを4 μ_B の Fe^{2+} と非磁性の Ti⁴⁺で置き換えたにもかかわらず正味の磁化が増加したこ とから下向きスピンサイトに Ti⁴⁺、または Fe^{2+} イオンが優先的に入っ た可能性が示唆される。

<u>参考文献</u>

- 1) L. P. Curecheriu et al. : J. Phys. D: Appl. Phys., 41 435002 (2011).
- 2) N. Yasuda, et al.: J. Magn. Soc. Jpn. 44, 70 (2020).



の磁化曲線

Ca-Ba 系六方晶 W型フェライトの作製条件の探索

松井 瑛亮, 柿崎 浩一, 神島 謙二 (埼玉大学)

Searching for conditions to synthesize Ca-Ba W-type hexagonal ferrites Y. Matsui, K. Kakizaki, K. Kamishima

(Saitama Univ.)

<u>諸言</u>

W型六方晶フェライトは、化学式AMe₂Fe₁₆O₂₇ (A = Ba²⁺, Sr²⁺, Me = Mg²⁺, Zn²⁺, etc.)で表され、イオン種によってはM型フェライトより磁化値が高いため、注目されている.¹⁾ そこで、本研究では報告例の少ない Ca-Ba 系 W型フェライトの作製を試みた. Ba を Ca で置換することで、環境への負担の低減と低コスト化が期待できる.

<u>実験方法</u>

原料粉(BaCO₃, CaCO₃, ZnO, α-Fe₂O₃)を Ba : Ca : Zn : Fe = 1-x : x : 2 : 16 (0 ≤ x ≤ 0.8) となるように秤量し、これらを湿式ボールミル で 24 時間混合した. 乾燥後、ディスク状に加圧成形し、900°C で 5 時間仮焼成した. その後、遊星ボールミルを用いて試料を粉砕し、 再びディスク状に加圧成形して、1200~1300°C で5時間本焼成した.

結晶構造は粉末 X 線回折法で解析し,磁気特性は振動試料型磁力計(VSM)と超伝導量子干渉型(SQUID)磁束計を用いて測定した.

<u>結果と考察</u>

1200°C の焼成では $x = 0 \sim 0.1$ で, 1250°C では $x = 0 \sim 0.2$ で, 1300°C では $x = 0 \sim 0.3$ で W 型の相が得られた. しかし, 副生成物と してスピネル, M 型, α -Fe₂O₃が生成した. また, 六方晶フェライト とスピネルの格子定数の変化から,本来 W 型相に固溶すべき Ca がスピネル相に固溶したのではないかと推察した.

そこで、Zn スピネルブロックを1つ分減じた組成 Ba: Ca: Zn: Fe= 1-x: x: 1: 14 (0.1 $\leq x \leq 0.8$) とし、試料を作製した. その結果、 1200°C の焼成では $x = 0.1 \sim 0.5$, 1250, 1300°C では $x = 0.1 \sim 0.6$ でス ピネル相の生成を抑制できたが、 α -Fe₂O₃相は依然として残存した.

以上の結果を踏まえ、W型の単相を得るために、x = 0.6の組成を 出発点としてFeを減じた組成Ba:Ca:Zn:Fe = 0.4:0.6:1:14-z(1 $\leq z \leq 3$)の探索を行った.図1は、作製した試料のX線回折図である. 1200,1250°Cで焼成したz = 2の試料と、1300°Cで焼成したz = 1の 試料で α -Fe₂O₃の除去に成功し、1300°Cで焼成したz = 1の試料で はW型単相が得られた.図2は1300°Cで焼成した試料の熟磁気曲 線である.すべての試料で磁気的に単相であり、Zn₂W型のキュリ 一温度が 370±5°C²⁾であるとの報告を踏まえると、この強磁性相 は Zn₂W型であると考えられる.

参考文献

- 1) A. Collomb, J. P. Mignot; J. Magn. Magn. Mater., 69, 330 (1987).
- 2) G. Albance et al.; J. Appl. Phys., 11, 81 (1976).

Ba : Ca : Zn : Fe = 0.4 : 0.6 : 1 : 14-z



図1 作製した試料のX線回折図





EuSn₂P₂のメスバウワ分光測定結果

志村岳栄*, 劉子豪*, 的場正憲*,**, 神原陽一*,**, 北尾真司***, 瀬戸誠*** (*慶大物情, **慶大スピンセンター, ***京大複合研)

Mössbauer spectroscopy measurements of EuSn₂P₂

Takamasa Shimura, Liu Shi Gou, Masanori Matoba, Yoichi Kamihara, Shinji Kitao, and Makoto Seto (*APPI, Keio Univ., **CSRN, Keio Univ., *** KURNS, Kyoto Univ.)

緒言

熱を直接電気に変換することができる熱電変換材料の Bi₂Te₃は室温近くで高い性能指数(Z)値を示すこと が明らかにされている¹⁾. EuSn₂P₂の結晶は六方晶系であり,層状構造をとる点,空間群が R3m である点, van der Waals(vdw)結合を有する点および孤立電子対を有する点で,Bi₂Te₃の結晶と共通する特徴を示す.ま た,また,X. Gui らによると EuSn₂P₂は半金属であり,バルクを絶縁相と単純化して考えると,表面は位相 幾何学的に保たれた磁性導体であると報告されている²⁾.本研究では,より単相に近い EuSn₂P₂試料を Mössbauer 分光測定することで, EuSn₂P₂の電子構造を調べることを目的とする.

実験方法

まず,試料を 32 mg 秤量し 10 mm φ のペレット状に成型した.そして得られた試料に対して,¹⁵¹Sm 線源 (SmF₃,公称 1.85 GBq)と^{119m}Sn 線源(CaSnO₃,公称 740 MBq)を使用して,それぞれ¹⁵¹Eu と¹¹⁹Sn について温 度を変化させながら Mössbauer 分光測定を行なった.測定温度は¹⁵¹Eu について 15 K, 25 K, 30 K, 77 K, 100 K, 200 K, 300 K,¹¹⁹Sn について 25 K, 30 K, 50 K, 77 K, 100 K, 200 K, 300 K で測定した.また,得られた Mössbauer スペクトルに対して Mössbauer 解析ソフトウェア(MossWinn)を用いて精密化を行なった.

結果

Mössbauer 分光測定結果を解析して得た¹⁵¹Eu の Mössbauer スペクトル(*T*=8~30 K)を Fig. 1 に示す. Fig. 1 を見ると, ¹⁵¹Eu の Mössbauer スペクトルには 2 つ 成分があり, Eu²⁺と Eu³⁺があることが わかる.また, Eu²⁺は *T*=15~25 K でスペ クトルが6つに分裂している.¹¹⁹Sn の Mössbauer スペクトルは, *T*=25 K で 2 つ の成分のスペクトルがそれぞれ 6 つに分 裂していた.このことから、Eu²⁺は

T=25 K で反強磁性相に相転移し、核位

置に内部磁場が発生したことにより磁気



Fig. 1 151 Eu Mössbauer spectra of a sample of EuSn₂P₂. The dots of cross mean observed data.

分裂が生じたと考えられる.同様に¹¹⁹SnのスペクトルはEuの内部磁場により発生した磁気分裂であると考 えられる.また,Mössbauerスペクトルを精密化した結果,¹⁵¹Eu,¹¹⁹Snともに温度低下に伴って格子振動に 起因したアイソマーシフトの増加および T=25 K 以下での核位置での磁場の増加が確認された.

参考文献

- 1) Y. Goto, Ph. D thesis (Keio Univ., 2015).
- 2) X. Gui, et al., ACS Cent. Sci. 5, 900 (2019).
- 3) R. Sakagami, et al., Mater.Sci. Tech. Jpn. 55, 72 (2018). (in Japanese)

二価金属置換 Ba₂Sn_{2+x}Me_{1+x}Fe_{12-2x}O₂₂の作製

原澤 秀明、柿崎 浩一、神島 謙二 (埼玉大学)

Synthesis of divalent-cation-substituted Ba₂Sn_{2+x}Me_{1+x}Fe_{12-2x}O₂₂

H. Harasawa, K. Kakizaki, K. Kamishima

(Saitama Univ.)

<u>緒言</u>

 $Ba_2Sn_2MeFe_{10}O_{22}$ は S ブロック ($Me^{2+}Fe_5O_8$)⁺、Q ブロック ($Ba_2Sn_2Fe_5O_{14}$)⁻が積層した六方晶フェライトである。この物質の磁性は反強磁性と報告されているものの、¹⁾一般の反強磁性に比べ磁化値が高く、磁気モーメントの配列が単純な反強磁性と異なること が予想される。

本研究では Ba₂Sn₂MeFe₁₀O₂₂の Fe³⁺を Sn⁴⁺, Me²⁺で置換した。非磁 性である Sn⁴⁺で置換することにより下向きスピンが減少し、反強磁 性からフェリ磁性に近づくことを期待した。

<u>実験方法</u>

原料粉(BaCO₃, α-Fe₂O₃, SnO₂, MeO)を Ba: Fe: Sn: Me = 2: 12-2*x*: 2+*x*: 1+*x* となるように秤量した。その後、24 時間、湿式ボールミル により混合した後、乾燥させた。この混合粉を 1.0 t/cm²で圧粉し、 直径 12 mm のディスクに成型した。成型した試料を大気中、 1000~1300°C の範囲で焼成した。結晶構造は Cu-Kα線(1.5405 Å)を 用いた粉末 X線回析装置(XRD)により解析した。磁気特性の評価は 振動試料型磁力計(VSM)、超電導量子干渉型磁束計(SQUID)を用い て行った。

結果と考察

図1に1200°Cで焼成した $Ba_2Sn_2NiFe_{10}O_{22}$ の1.8 および300 K に おける磁化曲線を、挿入図として熱磁化曲線を示す。熱磁化曲線か らネール点(T_N =430 K)で最大の磁化を持つ特異な反強磁性であっ た。また、磁化曲線は T_N 点以下の温度で測定した。それにもかか わらず、300 K で測定した磁化曲線は70 kOe まで磁場を印加するこ とにより、磁化が飽和する傾向を示し、反強磁性体で見られる磁化 曲線とは異なり、大きな磁化を持つ。また、1.8 K では、印加磁場 に対して磁化が比例するような変化だが磁化値は高い値を示した。

図 2 に Ba₂Sn_{2+x}Ni_{1+x}Fe_{12-2x}O₂₂の相図を示す。 $Me^{2+} = Ni^{2+}$ では焼成 温度 $T_s > 1150^{\circ}C$ で単相が生成することがわかった。また、2 つの Fe³⁺を Sn⁴⁺, Ni²⁺で置換した場合、 $-0.1 \le x \le 1$ の範囲で置換試料を作 製できることがわかった。

図3に1200°C で焼成した Ba₂Sn_{2+x}Cu_{1+x}Fe_{12-2x}O₂₂のX線回析図を 示す。xの増加に伴い副生成物が生成し、顕著な結晶配向が見られ た。この副生成物内に優先的に置換イオンであるCuとSnが取り 込まれ、異常粒成長した可能性が考えられる。

参考文献

1) M. C. Cadée et al.; J. Solid State Chem., 52 (1984) 302.













図 3 1200℃ 焼成

Ba₂Sn_{2+x}Cu_{1+x}Fe_{12-2x}O₂₂の X線回析図

07aC - 11

Investigation of polycrystalline synthesis and thermoelectric transport properties of SnPn layered compound EuSn₂P₂

Zihao LIU*, Takamasa SHIMURA*, Masanori MATOBA*,** Yoichi KAMIHARA*,**

*Dep. Applied Physics and Physico-Informatics, Faculty of

Science and Technology, Keio university, Japan **Center for Spintronics Research Network (CSRN), Keio University, Japan

1. Background • Purpose

The development of Bi₂Te₃ based materials by Goldsmid and Douglas has been focused on the study of thermoelectric conversion for more than 60 years. New crystal structures have been proposed. The structure of $EuSn_2Pn_2$ is common to the crystal of Bi_2Te_3 in the presence of the layered structure, the point where the space group is R_{3m} the point with the VDW coupling, and the isolated electron pair. In this layered compound, the thermal conductivity reduction due to the isolated electron pair is noticed.

2. Method

Made blocks of Eu by using metal file. P powder and Sn powder obtained by grinding were mixed and milled. These operations were operated in Glove box. The obtained carbon crucible was vacuum sealed in a quartz glass tube and heat treated. After the heat treatment. The electrical resistance R was measured from Ohm 's law. The effect of the contact resistance was removed by four-probe technique.

3. Results

Hexagonal EuSn₂P₂ 4-5 g was synthesized. Lattice constant a = 0.4097 nm, c = 2.6157 nm. The main phase of the obtained sample was EuSn₂P₂, and Sn and EuSnP were found to be diffraction (Fig.1).Although the values of the lattice constants of $EuSn_2P_2$ obtained from each sample show a close value, the difference is 0.001 nm and the difference is 0.001 nm. The statistical error is found to be considerably smaller than \pm 0.0001 nm, but it is found that the error is large at \pm 0.001 nm. This graph (Fig.2) shows that the deviation of the lattice constant values is larger than the standard deviation. It is found that $EuSn_2P_2$ is an unstoichiometric compound whose lattice defects tend to occur and are not constant in chemical composition. Therefore, the electrical properties of EuSn₂P₂ may change.





Fig.1 XRD pattern of EuSn₂P₂



References

- 1) H. J. Goldsmid and R. W. Douglas, Brit. J. Appl. Phys. 5, 386 (1954).
- 2) L. Hang et al, Phys. Rev. X 9, 041039 (2019).
- 3) R. Sakagami, Y. Goto, Y. Mizuguchi, M. Matoba, and Y. Kamihara, Mater. Sci. Tech. Jpn. 55, 72-76
- (2018). Synthesis method of the SnAs-based layered hexagonal compound, EuSn2As2 (in Japanese)
- 4) Xin Gui, et al, ACS Cent.Sci 5,900 (2019).
- 5) Y. Goto, Ph.D. thesis, Keio University, 2015. (in Japanese)

MgO(001)単結晶基板上における Mn-N 薄膜のエピタキシャル成長

桑山亮太¹・今村光佑¹・大竹充¹・磯上慎二²・川井哲郎¹・二本正昭¹・桐野文良³・稲葉信幸⁴ (¹横浜国大,²物材機構,³東京藝大,⁴山形大)

Epitaxial Growth of Mn-N Thin Films on MgO(001) Single-Crystal Substrates

Ryota Kuwayama¹, Kosuke Imamura¹, Mitsuru Ohtake¹, Shinji Isogami², Tetsuroh Kawai¹,

Masaaki Futamoto¹, Fumiyoshi Kirino³, Nobuyuki Inaba⁴

(¹Yokohama Nat. Univ., ²NIMS, ³Tokyo Univ. Arts, ⁴Yamagata Univ.)

<u>はじめに</u> 窒化マンガンの ε 相(Mn₄N, ピアソン記号: *cP5*, 空間群: *Pm3m*)は, エピタキシャル成長した薄膜の形体で K_u =8.8×10⁵ erg/cm³¹)程度の比較的高い垂直磁気異方性を有することから,磁気ランダムアクセスメモリなどのスピントロニクス応用に向けて盛んに研究されている化合物相である¹⁻⁴⁾. これまで,物理気相成長法を活用して ε 相を含む Mn-N 薄膜が形成され,構造や磁気特性などが調べられている.また,デバイス応用を見据えた場合,特にスパッタリング法による膜形成が有効である.しかしながら,スパッタ条件と ε を含む相形成の対応関係は必ずしも系統的には明らかにされておらず,Mn-N 系における各相の形成条件を明確化する必要がある.本研究では,反応性スパッタリング法を用いて Mn-N 薄膜を MgO(001)単結晶基板上に形成し,広範に N₂ 分圧比を変化させることにより,相形成と膜成長を詳細に調べた.また,各相が単相で形成されるN₂分圧比の条件において,基板温度を RT から 600 °C の間で変化させ,最適な形成温度の検討も行った.

実験方法 超高真空 RF マグネトロン・スパッタリング装置を用いて、全圧が 0.67 Pa となるように調整した Ar と N₂の混合ガス雰囲気下で Mn と N をスパッタすることにより MgO(001)基板上に 40 nm 厚の Mn-N 薄膜を形成 した. 基板温度を RT~600 °C, N₂分圧比を 0~10% (概要掲載データ)の間で変化させた. 構造評価には RHEED, XRD, XPS, AFM, 磁気特性評価には AHE 測定装置を用いた.

実験結果 400 °C の MgO(001)基板上に N₂分圧比を 0~10% で変化させることにより形成した膜の RHEED パターン を Fig. 1(a-1)-(c-1)に示す. 純 Ar でスパッタした N₂分圧比が 0%の場合, Fig. 1(a-2)に模式的に示す α 相 (ピアソン記 号: cl58, 空間群: l43m) の Mn(001)単結晶表面に対応する回折パターンが現れており, Mn(001)[110] || MgO(001)[100] の方位関係で単結晶 Mn 薄膜がエピタキシャル成長していることが分かった (格子ミスマッチ: -7.2%). N₂分圧比 を 3% まで増加させると, Fig. 1(b-2)に示す ϵ -Mn₄N(001)表面に対応する回折パターンが観察されており, Mn₄N(001)[100] || MgO(001)[100]の関係で単結晶 Mn₄N 薄膜が得られた (格子ミスマッチ: -8.3%). 更に N₂分圧比 を 10% まで増やすと, Fig. 1(c-2)に示す η 相 (ピアソン記号: t10, 空間群: 14/mmm) の Mn₃N₂(001)表面からの反射 が現れており, Mn₃N₂(001)[110] || MgO(001)[100]の関係で単結晶 Mn₃N₂薄膜が形成された(格子ミスマッチ: -0.7%).

Fig. 1(a-3)-(c-3)に上記の膜に対して測定 した面外 XRD パターンを示す.0%,3%, 10%の N₂分圧比で形成した膜は、それぞ れ、 α 、 ϵ 、 η 相のみからの回折が生じて おり、RHEED 解析結果と一致している. また、N₂分圧比 0%と 3%の間では α と ϵ 相、3%と 10%の間では ϵ と η 相が膜中に 混在した.当日は、基板温度を変化させ た膜および N₂分圧比 10%以上の条件で 形成した膜の構造と磁気特性について も報告する.

- 1) K. Kabara and M. Tsunoda: J. Appl. Phys., **117**, 17B512 (2015).
- S. Isogami, K. Masuda, and Y. Miura: *Phys. Rev. Mater.*, 4, 014406 (2020).
- Y. Yasutomi, K. Ito, T. Sanai, K. Toko, and T. Suemasu: *J. Appl. Phys.*, **115**, 17A935 (2014).
- W. Li, R. Tanaka, T. Usami, T. Gao, T. Harumoto, Y. Nakamura, J. Shi: *Mater. Lett.*, **311**, 131615 (2022).





(111) 面配向したノンコリニア Mn₄N 単一磁性層における 無磁場中電気的磁化反転と磁気異方性との相関

[○]磯上慎二, ナガリンガム ラジャマニカン, 小塚裕介, 高橋有紀子 (国立研究開発法人物質・材料研究機構)

Co-relationship between current-driven magnetization switching and magnetic anisotropy in a 111-oriented Mn₄N magnetic single layer ^OS. Isogami, N. Rajamanickam, Y. Kozuka, and Y. K. Takahashi

(National Institute for Materials Science)

1. はじめに 逆ペロブスカイト型マンガン窒化物 (Mn₃XN) は,電子バンド構造のトポロジーを起源 とする巨大異常ホール効果を示すことから注目を集めている¹⁾.また,同じ結晶構造を有する強磁性 Fe4N, フェリ磁性 Mn₄N においても興味深い磁気特性やスピン輸送現象が古くから報告されており²⁾⁻⁷⁾,これ らの遷移金属窒化物系は今後のスピントロニクス新材料候補として期待が高まっている^{8),9)}.最新の研 究では,垂直磁化したフェリ磁性薄膜 Mn₄N(60 nm) / Pt(4 nm)接合体において電流誘起スピン軌道トルク による磁化反転が報告されている¹⁰⁾.しかし反転電流密度は 10⁷ A/cm²になっており,実用的な観点で は約 1 桁程度の低減が望まれる.よって本研究では,Mn₄N 薄膜が本質的に示す比較的強い垂直磁気異 方性¹¹⁾を低減しつつ磁気構造の熱安定性を維持するアプローチをもって,電流誘起磁化反転の更なる低 減を試みた.その結果,10⁶ A/cm²台の反転電流密度が達成されたと同時に,スピンホール Pt 層の接合 無し,且つ無磁場下にて磁化反転する興味深い現象を導出したので報告する¹²⁾.

2.実験方法 試料の膜構成は、MgO(111)単結晶基板/Mn4N(30)/Al(2)(膜厚単位:nm)とした.Mn4N 膜の成長には窒素反応性 DC マグネトロンスパッタリング法を用いた.結晶構造解析と磁化過程評価にはそれぞれ、X線回折装置、透過電子顕微鏡と振動試料型磁力計を用いた.Mn4N 薄膜は基板上に(111)面双晶を伴いながら成長し、磁化容易軸は垂直には存在しないことが判った.電流誘起磁化反転を実証するため、微細加工にて8端子素子を作製し、磁化反転には面内に流す電流パルス(Jw)を、磁化状態検出には異常ホール測定を用いた.比較のため、従来の垂直磁化した Mn4N サンプルを作製し、同様の方法で測定を行った.

<u>3. 実験結果</u> Figure 1(a)は、(111)面配向した Mn_4N 薄膜に対し、極性の異なる 2 つの J_w を流した後の 磁区状態に対応する異常ホール信号 (ρ_{xy}) をプロットしたものである.ここで J_w の絶対値は 1 MA/cm^2 , パルス幅は 1 s に固定した.また、 J_w パルス印加毎に行う ρ_{xy} の測定を 1 サイクルと定義した.その結果、 J_w の極性反転の前後で ρ_{xy} に急峻な変化が観測され、 $\rho_{xy}(J_w=0)$ 値をゼロとする縦軸オフセット処理した

ときの振幅はほぼ同等であった.これは Mn_4N の磁区状態が J_w に対応して反転したことを示唆する. Figure 1(b)は,比較のために作製した (001)面配向のサンプルに関する結果であるが,磁化反転は認められなかった.これらは,(111)面配向でノンコリニア化した Mn_4N の磁気構造が,無磁場中の電流誘起磁化反転に有利であったことを示唆している.講演会では磁気構造の詳細を含め, Mn_4N 単一膜で磁化反転が実現する原理を議論する予定である.



Fig.1 Current-driven magnetization switching in 111-oriented (a) and 001-oriented (b) Mn_4N films using positive and negative writing current (J_w).

参考文献

1) V.T.N. Huyen, et al., PRB 100, 094426 (2019). 2) S. Isogami, et al., APEX. 3, 103002 (2010). 4) K. Ito, et al., JAP. 116, 053912 (2014). 5) S. Isogami, et al., APEX. 10, 073005 (2017). 7) S. Isogami, et al., APL. 118, 092407 (2021). 8) 角田匡清ら, 日本磁気学会報「まぐね」11, 125 (2016). 10) H. Bai, et al., Adv. Electron. Mater. 8, 2100772 (2021). 11) S. Isogami, et al., PRMater. 4, 014406 (2020).

3) S. Kokado, et al., JPSJ. 81, 024705 (2012). 6) T. Hajiri, et al., APL. 115, 052403 (2019). 9) 磯上慎二, 日本磁気学会報「まぐね」17, 89 (2022). 12) S. Isogami, et al., AIP Adv. 11, 105314 (2021).

非金属軽元素の操作によるノンコリニア型 Mn4N 磁気構造の制御

○磯上慎二¹, 大竹 充², 高橋有紀子¹ (¹物質・材料研究機構, ²横浜国立大学) Tailored non-collinear magnetic structures of Mn₄N thin films by light elements [○]S. Isogami ¹, M. Ohtake ², and Y. K. Takahashi ¹

(¹ National Institute for Materials Science, ² Yokohama National University)

1. はじめに ノンコリニア磁気構造の効率的な制御は電流誘起磁化反転素子の反転電流密度の低減に 直結するため、研究が盛んになってきている. 例えば、Mn₃Sn ワイル反強磁性体¹⁾、Mn₃GaN 反強磁性 体²⁾などの薄膜において、磁区状態の電気的制御や反転が報告された. Mn₄N は垂直磁気異方性をもつ コリニア型のフェリ磁性体として広く知られるが³⁾、我々はこれまで(111)配向させた Mn₄N 薄膜を作製 し、単一層にて1 MA/cm²の反転電流密度を実証した⁴⁾. これはノンコリニア型への磁気構造の変化が 主要因として考えられるが、その詳細は理論計算以外に確認されていなかった⁵⁾. よって本研究ではス ピンのトポロジー性を起源として検出されるトポロジカルホール効果(THE)の測定、および磁化の温 度依存性の評価を通して、間接的にノンコリニア磁気構造の解明を試みた. その結果、室温から低温領 域まで安定して THE が観測されたことから、比較的安定なノンコプラナー型の磁気構造が存在するこ とが判った. また発展として、非金属軽元素:ホウ素(B)を僅か数 at.%加えるだけで磁気構造の安定 性を意図的に制御できることも判明したので報告する⁶⁾.

2. 実験方法 試料の膜構成は、MgO(111)単結晶基板/ Mn₄N (23) / Al (2) (膜厚単位:nm)とした. Mn₄N 膜の成長には窒素反応性 DC マグネトロンスパッタリング法を用いた. 単結晶基板を数 mm サイズにカットし、THE および磁化の温度依存性の測定はそれぞれ、PPMS および MPMS 装置を用いて行った. 測定温度は室温から5Kまでとした. 添加したBの定量分析は誘導結合プラズマ発光分析装置を用いて行った. 結晶構造解析にはX線回折装置を用いた.

<u>3. 実験結果</u> Figure 1(a)の赤色で示す履歴曲線は、測定温度 300 K における THE の面直磁場依存性を 示す. ここで THE 成分はホール効果測定全体(Total)から、異常ホール効果による成分(AHE)を差 し引いた値に相当する.比較的小さな磁場 $\mu_0H_z \sim 0.1$ T 近傍で THE の履歴曲線がピーク値を示すことか ら、(111)面配向 Mn₄N 薄膜におけるノンコプラナー型の磁気構造は、室温で安定であることが判った. Figure 1(b)は THE 成分の AHE 成分に対する比を測定温度に対してプロットした結果を示す.温度が低 下するにつれ徐々に増大し、ほぼ1に接近したが、これは(111)配向 Mn₄N 薄膜におけるノンコプラナー

型磁気構造の安定性が低温側でより顕在化したものと考えられる.さらにBを最大2.1 at.% 添加した場合は,比の値が全温度領域について一様に低減することが判った.これは B の添加に対して,スピンの相対位置関係は維持しながらも,スピン間に働く交換相関結合が希釈されたものと推察される.講演会では,更に(110)配向させた場合の結果を加味しながら,磁気構造を意図的に操作する上での軽元素(B)の役割を議論する.

参考文献

- 1) Y. Takeuchi, et al., Nat. Mater. 20, 1364 (2021).
- 2) T. Hajiri, et al., APL. 115, 052403 (2019).
- 3) 例えば S. Isogami, et al., PRMater. 4, 014406 (2020).
- 4) S. Isogami, et al., AIP Adv. 11, 105314 (2021).
- 5) M. Uhl, et al., PRB. 55, 2995 (1997)
- 6) S. Isogami, et al., JAP. 131, 073904 (2022).



Fig.1 (a,b) Extraction of the anomalous and topological Hall resistivity from the total transverse Hall resistivity (ρ_{xy}) (a) and temperature (*T*) dependence of the topological Hall amplitude ($\rho_{xy}^{\text{THE}} / \rho_{xy}^{\text{AHE}}$ ratio) (b) for the (111)-oriented Mn₄N films with B-doping, where the ordinary Hall resistivity was subtracted.

-107 -

Mn₄N単結晶薄膜におけるNサイトのB原子による部分置換の可能性

今村光佑¹•中村優太¹•野呂翔太¹•磯上慎二²•大竹充¹ (1横浜国大,2物材機構)

Possibility of N Site Replacement with B Atom in Mn₄N Single-Crystal Thin Film Kosuke Imamura¹, Yuta Nakamura¹, Shota Noro¹, Shinji Isogami² and Mitsuru Ohtake¹ (¹Yokohama Nat. Univ., ²NIMS)

はじめに MnAN 薄膜は、格子歪を伴って垂直磁気異方性を示し、磁壁の移動速度が大きいことなどから、スピントロニ クス・デバイスへの応用に向けて注目されている ¹⁵. Mn,N は Mn の fcc 格子の体心位置に N が侵入した L'1 型の結晶構造 をとるフェリ磁性体 (ε相, プロトタイプ: Fe₄N, 空間群: Pm3m) で,角位置の Mn を他元素で置き換ることが可能であ り、これまで、Co, Ni, Zn, Ga, Ge などで置換し、特性評価が行われているの. 我々はNサイト側の他元素置換の可能性 を探るために, 軽元素のうちNと原子半径の同程度であるBに注目した⁵. MnとBの原子半径比は0.54で, 侵入型金属 間化合物の存在可能性を経験的に示す Hagg 則の範囲内であるものの、安定相として L'1 型の MndB なる化合物については 報告されていない.一方,窒化物への軽元素添加の例として FetaN2への C 添加なども試みられていることから ^ヵ,Mn₄N に 微量添加する形で N サイトの一部を B に置換できる可能性がある. そこで本研究では、 Mn N への B 添加による化学結合 状態の変化と磁気特性に与える影響を調べた.

実験方法 超高真空マグネトロン・スパッタリング法により、Ar と N2の混合ガス下で Mn および B ターゲットをコス パッタすることで, MgO(001)基板上に 30 nm 厚の Mn-B-N 膜を形成した. このとき, Mn ターゲットに対する DC 投入電 力および Ar に対する № 流量比は,それぞれ Mn,Nの形成が確認できた 30 W および 30%とし,一方, B ターゲットに加 える RF 電力は0~60W の間で変化させた. 表面粗さの増大を抑制しつつ規則度および結晶性を向上させるために, 基板 温度 250 °C で膜形成を行った後,450 °C まで昇温して1 時間の熱処理を施した. 室温に冷却後,2 nm 厚の Al 保護層を 形成した.構造評価に XRD, XPS, ICP-OES, AFM, 磁気特性評価には VSM, トルク磁力計⁸, AHE 測定装置を用いた.

実験結果 0~60 W で B ターゲットをスパッタし, B 添加量を変化させたいずれの場合においても, L'1 構造をもつ膜が エピタキシャル成長していることを確認し, ICP 発光分析法にて評価した B 組成比は 0~8.5 at. % であった. 0, 30, 60 W と した場合の膜のB1sの光電子スペクトルをFig.1(a)に示す.格子内にBが存在し,Nの代わりにBがMnと結合しているこ とを示すピークを確認できる. 一方, 一部の B は N と結合していることが分かる. そして, B-Mn と B-N 結合の割合は, 30 と 60 W の膜で逆転しており、B 添加量が少ない場合は B-Mn 結合が優勢であり、B 添加量が増加すると固溶限界を超え たBはNと結合してしまうことが示唆される. Fig. 1(b)にAHEループを示す. Bを添加した場合においても、多少弱まる ものの,垂直磁気異方性が得られていることが分かる. Fig. 1(c)にKuを示す. B 添加によりKuが少しずつ減少していくこと が分かる.本研究により, Mn_iN構造におけるNサイトのB原子による部分置換の可能性が実験的に示され,また,添加量 の制御により垂直磁気異方性の維持も可能であることが示された.



(a) XPS spectra of B 1s, (b) AHE loops, and (c) K_u measured for single-crystal Mn₄(N,B) films. Fig. 1

- 1)
- 2)
- 3) 4)
- 5)
- K. Kabara and M. Tsunoda: J. Appl. Phys., 117, 17B512 (2015).
 Y. Yasutomi, K. Ito, T. Sanai, K. Toko, and T. Suemasu: J. Appl. Phys., 115, 17A935 (2014).
 X. Shen, A. Chikamatsu, K. Shigematsu, Y. Hirose, T. Fukumura, and T. Hasegawa: Appl. Phys. Lett., 105, 072410 (2014).
 W. Li, R. Tanaka, T. Usami, T. Gao, T. Harumoto, Y. Nakamura, and J. Shi: Mater. Lett., 311, 131615 (2021).
 S. Isogami, M. Ohtake, and Y. K. Takahashi: J. Appl. Phys., 131, 073904 (2022).
 K. Takenaka, M. Ichigo, T. Hamada, A. Ozawa, T. Shibayama, T. Inagaki, and K. Asano: Sci. Tech. Adv. Mater, 15, 1 (2014).
 M. Tobise, Y. Nomura, M. Kodama, T. Murakami, and S. Saito: IEEE Trans. Magn., 1 (2022) [in press].
 T. Ono, N. Kikuchi, S. Okamoto, O. Kitakami, and T. Shimatsu: Appl. Phys. Express, 11, 033002 (2018). 6)

垂直磁気異方性を示す(001)面配向した Mn4N 多結晶薄膜の形成

中村優太¹・今村光佑¹・野呂翔太¹・磯上慎二²・大竹充¹ (¹横浜国大,²物材機構)

Preparation of (001)-Oriented Mn₄N Poly-Crystalline Thin Film with Perpendicular Magnetic Anisotropy Yuta Nakamura¹, Kosuke Imamura¹, Shota Noro¹, Shinji Isogami², Mitsuru Ohtake¹ (¹Yokohama Nat. Univ., ²NIMS)

はじめに Mn₄N 薄膜は格子歪に起因して垂直磁気異方性が発現し ($K_u = 8.8 \times 10^{-5} \text{ erg/cm}^3$)¹, 飽和磁化も小 さく ($M_s = 110 \text{ emu/cm}^3$)¹, また,磁壁の移動速度が速い (900 m/s)²ことから,スピントロニクス関連のメ モリやストレージへの応用に向けて注目されている.これまでの研究では,(001)単結晶基板上に Mn₄N 単結 晶膜をエピタキシャル成長させている場合が多い¹⁻⁶.デバイス応用のためには多結晶膜を形成することも重 要であるが,MnO 下地層上における形成報告^{7,8}が僅かにあるだけで,多結晶膜形成に関する研究は十分に は行われていない.本研究では,熱酸化 Si 基板上に形成した(001)面配向の MgO 下地層上に,垂直磁気異方 性を有す Mn₄N 多結晶薄膜を形成することを試みた.

実験方法 膜形成には DC/RF マグネトロン・スパッタリン グ装置を用いた. 熱酸化 Si 基板上に 3 nm 厚の Ta シード層 および 10 nm 厚の MgO 下地層を形成した. 次に, Ar と N₂ の混合ガス雰囲気下(全圧:0.27 Pa, N₂分圧比:35%)で Mn ターゲットをスパッタすることにより 22 nm 厚の Mn-N 膜を形成した. 最後に, 3 nm 厚の MgO キャップ層を形成 した. 製膜時の基板温度は室温とし, その後, 250~450 ℃ の間の一定温度で熱処理を施した. 構造評価には XRD, XPS, AFM, 磁気特性評価には AHE 測定装置を用いた.

実験結果 250~450 ℃ のいずれの温度で熱処理を施した 試料においても,(001)面配向した Mn4N 薄膜が得られた. Fig. 1 に 450 ℃ で熱処理した Mn-N 膜の XRD パターンを例 として示す. 基板と下地層からの Si(004)および MgO(002) 反射に加えて, Mn4N(002)反射が現れていることが分かる. Fig. 2 には熱処理前 (as depo.) と 250~450 ℃ で熱処理し た膜の AHE ループを示す. 熱処理温度が上昇するにつれ 保磁力と角型の増大が認められたことから, Mn4N 薄膜の (001)面配向性が促進したものと考えられる.

- 1) K. Kabara and M. Tsunoda: J. Appl. Phys., 117, 17B512 (2015).
- T. Gushi, M. J. Klug, J. P. Garcia, S. Ghosh, J. P. Attané, H. Okuno, O. Fruchart, J. Vogel, T. Suemasu, S. Pizzini, and L. Vila: *Nano Lett.*, **19**, 8716 (2019).
- 3) S. Nakagawa and M. Naoe: J. Appl. Phys., 75, 6568 (1994).
- 4) Y. Yasutomi, K. Ito, T. Sanai, K. Toko, and T. Suemasu: J. *Appl. Phys.*, **115**, 17A935 (2014).
- 5) S. Isogami, K. Masuda, and Y. Miura: Phys. Rev. Mater., 4, 014406 (2020).
- 6) X. Shen, A. Chikamatsu, K. Shigematsu, Y. Hirose, T. Fukumura, and T. Hasegawa: Appl. Phys. Lett., 105, 072410 (2014).
- 7) K. -M. Ching, W. -D. Chang, and T. -S. Chin: J. Alloys Compd., 222, 184 (1995).
- 8) W. Li, R. Tanaka, T. Usami, T. Gao, T. Harumoto, Y. Nakamura, and J. Shi: Mater. Lett., 311, 131615 (2021).



Fig. 1 Out-of-plane XRD pattern of Mn-N film annealed at 450 °C.



Fig. 2 Anomalous Hall resistivity loops of Mn-N films annealed at different temperatures.

Frustrated magnetic skyrmions: from two dimensions to three dimensions

X. Zhang¹, J. Xia¹, O. A. Tretiakov², H. T. Diep³, J. Yang⁴, G. P. Zhao⁵, M. Ezawa⁶, Y. Zhou⁷ and X. Liu¹ ¹ Department of Electrical and Computer Engineering, Shinshu University, Nagano, Japan ² School of Physics, The University of New South Wales, Australia

³ Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation, CY Cergy Paris Université, France

⁴ State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, School of Physics, Peking University, China

⁵ College of Physics and Electronic Engineering, Sichuan Normal University, China

⁶ Department of Applied Physics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

⁷ School of Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen), China

Skyrmions are typical topological spin textures that can be stabilized in frustrated magnetic systems with competing exchange interactions [1-3]. They have multiple degrees of freedom, which could be manipulated by external driving forces and thus, may lead to novel applications, such as the helicity-based information processing. Therefore, it is important to understand the fundamental physical properties of frustrated skyrmions and to explore their potential applications. In this talk, I will first briefly introduce topological spin textures in magnetic systems [4]. I will then talk about the static and dynamic properties of isolated skyrmions in a magnetic monolayer with frustrated exchange interactions [3]. I will focus on the discussion of the dynamic behaviors of isolated skyrmions driven by spin torques, including linear motion and circular motion. Besides, I will discuss the current-induced bifurcation of a three-dimensional skyrmion string in a frustrated multilayer system [5]. I will show that three types of bifurcations could be realized by applying different current injection geometries, which lead to the transformation from I-shaped topological skyrmion strings to Y-, X-, and O-shaped ones. Finally, at the end of the talk, I will share some views on possible future directions for the study of topological spin textures, which are not limited to the frustrated magnetic systems.

References

- 1) A. O. Leonov and M. Mostovoy, Nat. Commun. 6, 8275 (2015).
- 2) S.-Z. Lin and S. Hayami, Phys. Rev. B 93, 064430 (2016).
- 3) X. Zhang *et al.*, Nat. Commun. **8**, 1717 (2017).
- 4) X. Zhang et al., J. Phys. Condens. Matter 32, 143001 (2020).
- 5) J. Xia et al., Phys. Rev. B 105, 214402 (2022).



Fig. 1: Different types of two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) topological spin textures, including skyrmion, bimeron, skyrmionium, bimeronium, skyrmion string, bimeron string, and bifurcated skyrmion string.

磁気フラストレーション系における螺旋磁化構造の磁気特性

金田純、大江純一郎

(東邦大)

Numerical study on the helical magnetic structure in frustrate magnets

J. Kaneta, J. Ohe

(Toho Univ.)

はじめに

強磁性結合と1軸 Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用が共存する磁性体中では、螺旋磁化構造が形成される。 さらに、螺旋軸に垂直な磁場を印加することによって、カイラルソリトン格子と呼ばれる磁化構造ができる。 そこでは、ねじれた磁化構造がソリトンとしてふるまいトポロジカルに安定のため、磁化曲線はヒステリシ スを示す。微少薄膜試料を用いた実験ではヒステリシスが観測されているが、バルク試料ではヒステリシス は観測されていない[1]。この違いを明らかにするため、今回は磁気フラストレーション系における螺旋磁化 構造に注目し、その磁化構造の磁場による変化を数値シミュレーションを用いて解析した。

解析方法

J₁-J₂の古典ハイゼンベルグ模型を用いて、磁化のダイナミクスを表す Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式を数値 的に解いた。最近接相互作用の強さ J1 を強磁性、1 次元方向の次近接相互作用の強さ J2 を反強磁性にし、螺 旋軸に対して垂直方向に磁場を印加することで、磁化曲線の計算を行った。有限温度の効果として、揺動散 逸定理から求められるランダム磁場を印加した。

解析結果

Fig.1 に Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用がある場合の、螺旋 磁化構造の磁化曲線を示す。増磁過程において、トポロジカ ルに安定なねじれた磁化構造は解消されず、ある閾磁場にお いて、強制強磁性状態になる。減磁過程においては、ねじれ た磁化構造は系の端からしか生成することができず、ゼロ磁 場近くの閾磁場において螺旋磁化構造になる。一方、磁気フ ラストレーションに現れる螺旋磁化構造での磁化曲線を Fig.2 に示す。Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用による螺旋磁化 構造の場合とは異なり、ヒステリシス構造は現れない。フラ ストレーション系では、ねじれた磁化構造は安定ではなく、 増磁過程において連続的に解消されてしまう。減磁過程にお いても、ねじれた磁化構造は個々のソリトンとして生成され ず、系全体に連続的に生成される。この違いは薄膜とバルク 結晶を用いた実験結果の違いを説明できる可能性がある。発 表では、別のフラストレーション系として、Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用の向きが試料内で変化するような場合につい ての計算結果を報告する。

参考文献

1) M. Mito et al., Phys. Rev. B 97, 024408 (2018).



Fig.1 Magnetization curves of helical magnetization structures due to Dzyaloshinskii-Moriya interaction with temperature effect



Fig.2 Magnetization curves of helical magnetization structures due to magnetic frustration.

円偏光によるフラストレート磁性体の磁化構造制御

宮田 麻那, 多々良 源*, 大江 純一郎 東邦大学, 理研 CEMS* Topological charge control of structure in frustrated magnets M. Miyata, G. Tatara* and J. Ohe (Toho Univ., *RIKEN CEMS)

円偏光を利用したフラストレート磁性体のトポロジカルチャージの制御に対して、数値的研究を行なった。*J₁-J₂-J₃*相互作用を持つ古典ハイゼンベルク模型では、トポロジカルチャージが量子化された磁気スカーミオンが形成される[1]。フラストレーション系での磁気スカーミオンはトポロジカルチャージが逆の構造が縮退していて、系の中にランダムに分布する。先行研究により、光の有効ゲージ場と伝導電子と局所スピンの s-d 相互作用を考慮することで、円偏光がトポロジカルチャージとカップルすることがわかっている [2]。この効果をトポロジカル逆ファラデー効果と呼ぶ。本研究では、トポロジカル逆ファラデー効果の有効磁場の存在下で Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式を計算することによって、スピンダイナミクスを解明した。特に、有限温度において、スカーミオン構造が点対称にならない系や、スカーミオン構造が壊れてしまう系においての円偏光の効果を調べた。

LLG 方程式を数値的に解くために 4 次の Runge-Kutta 法を用いた。基底状態は磁化のランダム状態からの 緩和過程を利用して得た。トポロジカルチャージが系の中にランダムに分布した基底状態のスカーミオン構 造に円偏光を照射したときに、一部の負のトポロジカルチャージを持つスカーミオンだけがポロジカル逆フ ァラデー効果の影響を受け、正のトポロジカルチャージにスイッチングすることがわかった。

また、トポロジカル逆ファラデー効果の温度依存性を調べた。フラストレーション系での磁気スカーミオンは 30K 未満で出現する(Fig.1)。偏光の強度を L=0.4×10⁻⁸ Tm² としたときの照射時間と温度の依存性を Fig.2 に示した。*C/C*₀は初期状態と照射後のスカーミオンのトポロジカルチャージの比率を表している。スカーミオンが温度によって変更をうける領域でもトポロジカルチャージを制御でき、さらにスカーミオン構造 が壊れる領域でも、トポロジカルチャージ自体は系全体で制御できることが明らかになった。

計算や結果、本研究の応用先の詳細については講演にて報告する。





Fig.1 Temperature dependence of the skyrmion structure.

Fig.2 Temperature dependence of the control of the topological charge by using the light intensity (L=0.4 x 10-18 Tm2). C/C₀ represents the ratio of the topological charge between t=0 and after the pulse field is applied.

[1] T. Okubo, S. Chung, and H. Kawarura, Phys. Rev. Lett. 108, 017206 (2012)

^[2] K. Taguchi, J. Ohe, and G. Tatara Phys. Rev. Lett. 109, 127204 (2012)

ストレイントロニクスのための非対称形状セルラ・オートマトン

若林大河、後藤穣*、鈴木義茂*、野村光* (大阪大学基礎工学研究科、*大阪大学 CSRN) Asymmetric cellular-automaton for straintronics T. Wakabayashi, M. Goto*, Y. Suzuki*, and H. Nomura* (Osaka Univ., *CSRN Osaka)

MQCA (magnetic quantum cellular automata)とは、磁気的に相互作用しているナノドットの配列を用いて情報 の記憶・伝搬や論理演算を行う素子である。省エネルギー性の観点から注目されており、NAND/NOR 論理ゲ ートやシフトレジスタなどが提案されている¹⁾。近年、この MQCA に歪みを印加することで駆動するストレ イントロニクスという手法が注目を集めている²⁾。この手法を応用することで更なる省エネルギー化や、歪 みに応答するデバイスの開発が可能となる。しかし、MQCA を歪みにより駆動する場合、従来の外部磁場駆 動の MQCA と比較して情報の伝搬方向制御が難しくなるという問題がある。そこで我々は、非対称形状のナ ノドットを用いることで、情報の伝搬方向の制御を試みた。これまでにナノドット端部の形状に依存し磁化 反転挙動が変化することが明らかとなっている³⁾。そこで本研究は、マイクロマグネティックシミュレータ (MuMax3⁴)を用い、非対称形状のナノドットを用いたストレイントロニクスデバイスにより情報の伝搬方向 が制御可能な素子を提案することを目的とした。

図 1(a)にシミュレーションに用いたナノドットの形状を、図 1 (b)にこのナノドットを3つ用いた情報伝搬素子の概要図を示 す。また図 2(a), (b)に2つの異なる初期磁化状態を示す。図 2(c), (d)に、図 2(a),(b)のそれぞれの初期磁化状態に対して、x 軸から 50度の向きに57 mTの一様な補助磁場を印加し、45度の向き に歪みをかけた際の磁化状態を示す。ここで、ナノドットの磁 化のx成分の平均値が0よりも大きい場合1、それ以外を0と する。 右向きこの結果から、非対称形状のナノドットを持つ 事で、一方向からの情報の影響を受けやすくなっていることが 明らかとなった。本手法を用いることで、ストレイントロニク スデバイスにおいても情報の伝搬方向を制御可能となる。

本研究は JST, CREST Grant Number JPMJCR20C6 の助成を受けて行われました。



Fig.1 Schematic illustrations of (a) asymmetric nanomagnet and (b) MQCA wire with asymmetric nanomagnets.



Fig.2 Magnetization state of initial state with binary state of (a) (0, 0, 1) and (b) (1, 0, 0). Simulation results. (c), (d) Relaxed magnetization state under an uniform magnetic field and strain with initial state of (a) and (b), respectively.

参考文献

- 1) H. Nomura et al., Appl. Phys. Express 10, 123004 (2017).
- 2) N. D'Souza et al., Nano letters 16, 1069 (2016).
- 3) J. Li et al. AIP Advances 11, 045010 (2021).
- 4) Vansteenkiste et al., AIP Adv. 4, 107133 (2014).

光磁気記録に関する基礎および応用研究

中川活二

(日本大)

Fundamental Research for Magneto-Optical Recording and Combined Application System of Magnetics and Optics

K. Nakagawa

(Nihon Univ.)

磁性ガーネットを用いた光磁気記録

磁気バブル材料として用いられていた磁性ガーネットの高保磁力 化と可視光レーザを使った光熱磁気書込みを実施し¹⁾、可視域で 半透明な材料でファラデー効果を利用する観点からその後の多層 膜波長多重再生の発想につながった。ガーネット膜は、図1に示 すような磁気光学効果(ファラデー回転角6)と光吸収率を持 ち、吸収率αが高い短波長域で光熱磁気記録の記録感度が高い。 一方、波長 500 nm から長波長に渡って磁気光学効果が高く、再 生信号増大が期待される。長波長側での光吸収率が低いので膜厚 を厚くすればそれだけ大きなファラデー回転角が得られ、その特



Fig. 1 Faraday rotation $\theta_{\rm F}$ and absorption α spectrum at room temperature ¹⁾.

性は性能指数 2*θ_r/α*で決まる。総合的には、膜厚500 ~ 600nm 近傍で、膜厚を光の侵入の深さ程度にすることで、記録感度と再生信号強度のバランスの良い特性となった。

しかしながら、単結晶基板は高価であり、一方ガラス基板上では多結晶材料である事に起因するノイズ低減 が難しい。ガラス基板上での熱分解法を用いた多結晶ガーネット薄膜を作製し、その添加材料による薄膜の 表面形態、下地層を用いたノイズ改善検討、結晶化モデル検討や結晶粒子の観察を行い、結晶粒子微小化を 試みた²⁻⁴)。

多層膜波長多重再生

磁性ガーネットが可視域で半透明であるが、当時製品化されていた MO ディスクに使われている TbFeCo も、膜厚を選択することによってガーネット同様に半透明膜として利用できる。この観点で、1990 年代に 多層膜の多値情報を波長多重により同時再生する検討を行った ⁵⁻¹⁰⁾。現在、多層の磁気記録情報を複数の周 波数のマイクロ波を用いた磁気共鳴で多層再生する研究が進んでいるが、これと同様の発想で、光やマイク ロ波を記録膜に照射してその応答を見る場合は、どちらも異なる周波数を使える点がメリットと言える。 また、光磁気記録では、磁気超解像¹¹⁾と呼ばれる手法が活用されており、これも記録情報とは異なる層を光 で検出することを活用した優れた方法である。この発展形では、MAMMOS と呼ばれる微小記録磁区を拡大 して再生する手法¹²⁾も研究が進んだ。更に MAMMOS の手法を使って 2 層の記録層を再生する研究も行わ れた^{13,14)}。

熱アシスト磁気記録

光をレンズで集光する方法では、波長のオーダーである数百 nm までしか光スポットを絞ることができない が、局在プラズモンを利用すると nm のオーダーまでエネルギーを局在化できる。一方、局在されたプラズ モンを近接場生成電極で絞っても、金属磁性記録膜が連続膜の場合は局在プラズモンの電界が金属膜内に広 がってしまい、微小記録に適さない。これに対して、記録膜を粒子状にすると、粒子そのもので局在プラズ モンが増強されるため、効果的に記録領域にエネルギーを集中でき、熱的アイソレーションもできる¹⁵⁻¹⁷⁾。 また、円偏光による高速の光記録の研究¹⁸⁾が行われ、局所プラズモンを利用した円偏光生成の研究も行われ た。

参考文献

- 1) 井上文雄、中川活二、伊藤彰義、川西健二:「磁性ガーネット薄膜の光熱磁気書込み特性」日本応用磁 気学会誌, Vol. 5, No.2, 133-136 (1981).
- K. Nakagawa, K. Odagawa, and A. Itoh, "Crystal growth process of Rb-doped iron garnet films for M-O recording prepared by pyrolysis," Jap. J. Appl. Phys., Vol. 29, No. 9, 1690-1395 (1990).
- K. Nakagawa, K. Odagawa, and A. Itoh, "Rb doping effects on microstructure and crystallization kinetics of garnet films for M-O recording prepared by pyrolysis," J. Magn. Magn. Mat., Vol. 104-107, 1007-1008 (1992).
- K. Nakagawa, S. Kurahashi, and A. Itoh, "Uniaxial anisotropy of double-layered garnet films and magneto-optical recording characteristics," J. Appl. Phys., Vol. 75, No. 10, 7096-7098 (1994).
- K. Nakagawa, and A. Itoh, "Multi-wavelengths read-out for multi-valued MO recording," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 20, Suppl. S1, 73-78 (1996).
- K. Nakagawa, and A. Itoh, "Multi-valued MO recording and multi-wavelength readout," IEEE Trans. Magn., Vol. 33, No. 5, 3235-3237 (1997).
- K. Nakagawa, A. Itoh, K. Shimazaki, M. Yoshihiro, and N. Ohta, "Multi-wavelength read-out for double layered MO disk," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 22, Suppl. S2, 39-42 (1998).
- K. Nakagawa, A. Itoh, K. Shimazaki, M. Yoshihiro, and N. Ohta, "Double-wavelength readout and optical head for double-layered MO disk," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 23, Suppl. S1, 217-220 (1999).
- K. Nakagawa, A. Itoh, K. Shimazaki, M. Yoshihiro, and N. Ohta, "High SNR readout method of double layered MO disk with single wavelength laser beam," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 23, Suppl. S1, 221-224 (1999).
- K. Nakagawa, A. Itoh, R-J. Zhang, Y. X. Zheng, L-Y. Chen, "Wavelength dependence of optical characteristics for TbFeCo and MO disk structure for double-wavelength readout MO disk," IEEE Trans. Magn., Vol. 35, No. 5, 3124-3126 (1999).
- 11) 金子正彦、中沖有克,「磁気超解像による光磁気ディスクの高密度化」,応用物理、Vol. 64, No. 5, 445-450 (1995).
- 12) 高木直之、三谷健一郎、野口仁志、山口淳、石田弘毅、久米実、粟野博之、関根正樹、谷学、太田憲 雄, 「MAMMOS による高密度光記録」, 映像情報メディア学会技術報告、24.22 巻 (2000).
- 13) A. Itoh, N. Ohta, T. Uchiyama, H. Awano, S. Imai, O. Ishizaki, M. Tani, N. Iketani, T. Mieda, A. Takahashi, K. Uchihara, M. Nakata, K. Tezuka, K. Nakagawa, and A. Tsukamoto, "Double MAMMOS: 3-dimensional MO recording," Trans. Magn. Soc. Japan, Vol. 4, 135-140 (2004).
- K. Nakagawa, and A. Itoh, "Quadri-value MO recording layers for double-MOAMMOS readout method," Trans. Magn. Soc. Japan, Vol. 4, 146-151 (2004).
- 15) K. Nakagawa, J. Kim, and A. Itoh, "Finit difference time domain simulation on near-field optics for granular recording media in hybrid recording," J. Appl. Phys., Vol. 101, 09H504 (2007).
- 16) K. Kudo, Y. Moriyama, J. Kim, K. Nakagawa, and A. Itoh, "Effects of flying height and compositions of antenna and media on near-field optics for thermally assisted magnetic recording," J. Magn. Soc. Jpn. Vol. 32, No. 2-2, 106-109 (2008).
- Y. Moriyama, Y. Ashizawa, K. Nakagawa, T. Sako, A. Tsukamoto, and A. Itoh, "Heat conduction analysis of magnetic recording media for thermally assisted magnetic recording," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 35, 517-520 (2009).
- 18) C. D. Stanciu, F. Hansteen, A. V. Kimel, A. Kirilyuk, A. Tsukamoto, A. Itoh, and Th. Rasing," All-optical magnetic recording with circularly polarized light," Phys. Rev. Lett., Vol. 99, 047601 (2007).
- 19) K. Nakagawa, Y. Ashizawa, S. Ohnuki, A. Itoh, and A. Tsukamoto, "Confined circularly polarized light generated by nano-size aperture for high density all-optical magnetic recording," J. Appl. Phys., Vol. 109, 07B735 (2011).
- 20) T. Ota, Y. Ashizawa, K. Nakagawa, S. Ohnuki, H. Iwamatsu, A. Tsukamoto, and A. Itoh, "Dependence of circularly polarized light excited by plasmon aperture on relative position to magnetic particles for all-optical magnetic recording," J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 36, 66-69 (2012).

磁性ナノ構造におけるスピン物性の研究

小野輝男

(京大化研)

Study on spin-related properties in magnetic nanostructures Teruo Ono

(Institute for Chemical Research, Kyoto University)

磁気学会学術講演会にて貴重な機会をいただきありがとうございます。折角の機会ですので、自分の研究 の変遷を振り返りながら現在の研究を紹介できたらと思います。

私は、人工格子の巨大磁気抵抗(GMR)効果が発見された直後に、京都大学の新庄輝也先生の研究室に修 士課程で配属されました。様々な物質を組み合わせて人工格子を作製し新規物性を開拓するという機運に満 ちた時代でした。修士課程では、当時数グループのみが研究していたトンネル磁気抵抗効果を研究課題とし て与えられましたが、全くトンネル磁気抵抗効果は得られませんでした。同期の東北大宮崎研の矢追君が学 部4年生の時に既に室温で数%の変化を得ていた時期でした。私の修士論文は非線形性のない I-V 特性をた くさん並べたものとなってしまいました。

博士課程となって暫くした頃、新庄先生から Si 基板に溝を作ることが出来るらしいということを伺い、その場で微細加工 Si 基板上に人工格子を作製して3次元化することを提案しました。紆余曲折はありましたが、なんとか微細加工基板上の人工格子の特異な GMR 効果で学位を取得することが出来ました[1]。学位に目途がついた頃かと思いますが、新庄先生から、数百万円あったら何がしたいかと尋ねられ、ナノワイヤやナノドットを作ってみたいと答えました。たくさんのパターンを作図して業者さんにパターン付きのウェハを作製いただき、リフトオフで試料作製を行いました。その中の一つを利用して GMR 効果で磁壁の生成と移動の検出をすることができました[2]。

慶応義塾大学の宮島英紀先生の研究室の助教として採用いただいた時に、新庄先生の重点領域「微小領域 の磁性と伝導」が始まり、電子線描画装置を使った本格的な磁性体の微細加工に取り組むことになりました。 宮島先生の計らいで横浜と京都を往復する充実した生活を送ることができました。電子線描画装置を使った 磁性体の微細加工にはネガティブな意見の方もいらっしゃったとのことですが、何とか試料作製や測定法を 確立して、単一磁壁移動のその場観察や磁気円盤中の磁気コアを見つけたりすることができました[3,4]。そ の後、大阪大学の那須三郎先生の研究室でお世話になり、磁壁や磁気コアなどの非一様なスピン構造と伝導 電子の相互作用の研究を行いました[5,6]。

京都大学で研究室を担当するようになってからもたくさんの方の助けを借りて何とかやっています。最近 では、人工強磁性体を使った3次元メモリの研究も始めました[7]。学位論文の主題であった人工格子の3次 元化を実現し、磁気の応用に貢献したいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。

参考文献

- 1) T. Ono and T. Shinjo, J. Phys. Soc. Jpn, 64 (1995) 363.
- 2) T. Ono, H. Miyajima, K. Shigeto and T. Shinjo, Appl. Phys. Lett. 72 (1998) 1116.
- 3) T. Ono, H. Miyajima, K. Shigeto, K. Mibu, N. Hosoito and T. Shinjo, Science 284 (1999) 468.
- 4) T. Shinjo, T. Okuno, R. Hassdorf, K. Shigeto, T. Ono, Science 289 (2000) 930.
- 5) A. Yamaguchi, T. Ono, S. Nasu, K. Miyake, K. Mibu, T. Shinjo, Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 077205.
- 6) K. Yamada, S. Kasai, Y. Nakatani, K. Kobayashi, H. Kohno, A. Thiaville, T. Ono, Nature Materials 6, (2007) 269.
- 7) Y. M. Hung, T. Li, R. Hisatomi, Y. Shiota, T. Moriyama, T. Ono, J. Magn. Soc. Jpn. 45 (2021) 6.

高機能磁性薄膜のナノ組織制御に関する研究

高橋有紀子 (物質・材料研究機構) Microstructure control for magnetic thin films with high functionality Y.K. Takahashi (National Institute for Materials Science)

はじめに

多くの磁性体はその物性値だけでなく微細組織に強く依存する保磁力などの微細組織敏感量が実用デバイスとして重要なパラメータとして利用されている。そのようなデバイスの高性能化には、微細組織を適切に制御する必要がある。ここでは、私が取り組んできたハードディスクドライブ(HDD)の熱アシスト磁気記録用のFePt媒体および新規永久磁石の開発について紹介したい。

熱アシスト FePt 磁気記録媒体の組織制御と磁化ダイナミクス

2008年に我々が世界に先駆けて開発した FePt グラニュラー媒体[1]は、その後メーカーの精力的な実用化研究が実り、 2020年12月に Seagate が製品化を実現した。実用化には導電性下地層の開発[2]、柱状組織の実現[3]、面内ヒステリシ スの低減[4]、分散の低減などの多くの課題を抱えており、それぞれの課題に対して我々は材料科学的な観点から貢献を してきた。4 Tbit/in²を実現するためには、4 nm の粒子サイズ・5 nm の粒子間距離(粒界相の幅は 1 nm)の FePt 粒子を サイズ分散 15%以下に制御した微細組織と高い磁気特性が必要とされている。このレベルの組織制御は、我々の知識と 経験に基づいたプロセス開発では太刀打ちできず、データ科学を利用した媒体開発を進めている[5]。

磁化挙動を理解するために重要なパラメータとしてダンピングが挙げられる。STT-MRAMでは、磁化反転電流がダン ピングに依存するため、その評価が精力的に進められている。FePt 磁気記録媒体においても、熱アシスト磁気記録の際 の磁化挙動が理解できれば、必要最低限のエネルギーアシストで高効率に磁化反転させるための材料設計が可能になる。 この材料設計の際に必要になるのがダンピングである。FePt のように高い異方性を持つ材料はその強磁性共鳴周波数が サブ THz になるため、ダンピング評価のための磁化ダイナミクス測定は時間分解磁気光学カー効果(TRMOKE)を用いる。 TRMOKE は繰り返し測定のため数ミリ秒毎にサンプルの磁化状態を初期化する必要がある。FePt のように異方性が高 いサンプルの場合、初期化に必要な磁場が非常に高い。我々は TRMOKE の光路に超電導マグネットを導入して強磁場 中での測定を可能にした[6]。

新規エネルギーアシスト磁気記録方式として、円偏向誘起磁化反転が挙げられる。GdFeCoなどのフェリ磁性体ではシングルパルスでの極性に依存した磁化反転が確認されているが、FePtのような強磁性体では磁化反転に複数のパルスが必要であることがわかっている。円偏向誘起磁化反転を HDD 技術として応用するにはシングルパルスでの磁化反転が必須である。そこで、我々は交換結合を用いた磁化反転確率の改善に取り組んでいる。GdFeCo/Ru/CoPtの3 層膜において、GdFeCoと CoPt が反強磁性的な結合をするときに、CoPtのシングルパルスによる磁化反転確率が12%から61%へ増加することが明らかになった[7]。

講演では、データ科学を利用した FePt 磁気記録媒体の開発、FePt の磁化ダイナミクス測定、交換結合を利用した CoPt の円偏向誘起磁化反転について紹介したい。

新規永久磁石材料の開発

カーボンニュートラルの政府方針のもと自動車をはじめ、様々な輸送機器の電動化により、高性能磁石の応用範囲は急速に拡大している。資源的な観点で大量消費可能な高性能磁石として Nd₂Fe₁₄B 系磁石は今後も主役であり続けるが、磁石応用製品の小型軽量化を可能とする高特性磁石の開発が求められている。我々は Nd₂Fe₁₄B 系磁石を超える磁石材料として SmFe₁₂系材料に着目し研究を行ってきた。その結果 Sm(Fe_{0.8}Co_{0.2})₁₂ は室温での磁化 1.78 T、室温での異方性磁界 8.2 T、キュリー点 859 K と永久磁石材料として重要な物性値がいずれも Nd₂Fe₁₄B よりも高く、次世代磁石材料としてのポテンシャルがあることを見出した[8,9]。永久磁石として応用するには 1 T を超える高い保磁力が必要である。CuGaを粒界拡散[10]、B をコスパッタ[11]することにより、それぞれ 0.8 T、1.2T の高い保磁力を得た。講演では、Sm(Fe_{0.8}Co_{0.2})₁₂ 薄膜の微細組織制御についても紹介したい。

参考文献

(1) A. Perumal et al., APEX 1, 101301 (2008). (2) B. S. D. Ch. S. Varaprasad, et al., J. Appl. Phys. 113, 203907 (2013). (3) B. S. D.

Ch. S. Varaprasad, et al., IEEE Trans. Magn. 51, 3200904 (2015). (4) J. Wang, et al., Acta Mater. 166, 413-423 (2019). (5) A.

Bolyachkin, *et al. Acta Mater.* **227**, 117744 (2022). (6) Y. Sasaki *et al.*, to be submitted (2022). (7) J. Wang, *et al.*, *J. Phys.D:Applied Phys.* **53**, 475002 (2020). (8) Y. Hirayama, *et al.*, *Scr. Mater.* **138**, 62 (2017). (9) D. Ogawa, *et al.*, *J. Magn. Magn. Mater.* **497**, 165965 (2020). (10) D. Ogawa, *et al.*, *Scr. Mater.* **164**, 140 (2019). (11) H. Sepehri-Amin, *et al.*, *Acta Mater.* **194**, 337 (2020).

MEMS 応用を鑑みた Si/ガラス膜/Nd-Fe-B 系磁石膜の開発

樋口晃太*, 福田樹, 山下昂洋, 柳井武志, 中野正基, 福永博俊 (長崎大学) Preparation of Si/glass film/Nd-Fe-B film applied to MEMS

K. Higuchi*, I. Fukuda, A. Yamashita, T. Yanai, M. Nakano, and H. Fukunaga (Nagasaki Univ.)

はじめに

すでに我々は、数 10 μm/h の成膜速度を有する PLD(Pulsed Laser Deposition)法を用い、MEMS 応用に向けて Nd (or Pr)-Fe-B 系磁石膜を Si やテンパックスガラス基板上に 0.1 mm 厚以上に作製する研究に取り組み、磁石 膜より発生する磁界を有効に利用するため、ガラス基板上の試料におけるマイクロ着磁を実現してきた^[1]。 更に最近、磁石膜と Si 基板の界面にガラス膜(下地層)を挿入し、Si 基板上の Nd-Fe-B 系磁石膜においても マイクロ着磁(交番着磁・ハルバッハ着磁)が可能である事を明らかにした^[2]。しかしながら、ガラス下地層を 挿入した Nd-Fe-B 系磁石膜の磁気特性は、既報の金属(Ta, Fe, ステンレス等)、熱酸化膜付き Si 基板、テ ンパックスガラスといった基板上の試料の磁気特性に比べ劣る傾向が観察された。

本稿では,熱処理条件や Nd 含有量と共に,磁石膜やガラス下地層(膜)の膜厚やその膜厚比が磁気特性 に及ぼす影響を検討し,磁気特性の向上を図ったので報告する。

実験方法

約 6.5 rpm で回転させた松浪ガラス(S1111)や Nd_{2.2}Fe₁₄B 合金といった各ターゲットに,波長 355 nm の Nd: YAG レーザーを照射し,ターゲット基板間距離を 10 mm として自然酸化膜付き Si 基板上にガラス下地層と 磁石膜を様々な膜厚(成膜時間)で作製した。成膜直後の磁石膜はアモルファス構造を有したため,時間 4.0 s(固定)でパルス熱処理を施した後,印加磁界 7 T のパルス着磁を行い,最大印加磁界 2.5 T のもと VSM で 磁気特性を評価した。膜厚はマイクロメータ,組成は SEM-EDX で測定した。

実験結果と考察

図1にガラス下地層(ガラス膜)付きNd-Fe-B系磁石膜(ガラス膜:12~114 µm厚,磁石膜:15~60µm厚)の 保磁力と膜厚比の関係を示す。ここで膜厚比とは、(ガラス膜の厚み)/(磁石膜の厚み)である。Nd含有量 14.5~16.5 at.%とした際,膜厚比:2以下の範囲において、500 kA/mを超える保磁力が発現し、保磁力向上に はガラス膜に比べ磁石膜の膜厚を厚くすることが有効であるとわかった。この現象の詳しいメカニズムは、 今後の検討課題である。図2に既報のマイクロ着磁を施した試料^[2]と本実験で最も大きな保磁力を得た試料

の J-H ループを示す。上述の膜厚比以外に Nd 含有量や熱処理条件も吟味する事で、磁気特性が改善できた。 本研究を通じて、ガラス膜と磁石膜の膜厚比が、磁気特性向上に対し重要なパラメータの一つである事が 示唆された。ガラス下地層(膜)は、①磁石膜と Si 基板間の異なる線膨張係数に伴う応力の緩和や②Si 基板 上でのマイクロ着磁を可能にするといった働きがある。今後、①・②を含め、総合的に検討する必要がある。

参考文献 [1] A. Yamashita et al., IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 53, #2100104 (2017).

[2] D. Han et al., IEEE MAGNETICS LETTERS, 11, #8103804 (2020).



Fig. 1 Coercivity of samples as a function of thickness ratio.



Fig. 2 Comparison of J-H loops of two samples.

磁気粒子イメージング用磁場発生装置の検出コイルの検討

古川 忠弥、清野 智史、中川 貴 (大阪大学 大学院工学研究科) Study of detection coil of magnetic field generator for magnetic particle imaging A.Furukawa, S.Seino, T.Nakagawa (Graduate school of Engineering, Osaka University)

はじめに

近年,超常磁性酸化鉄ナノ粒子を画像化する磁気粒子イメージング法(以下 MPI)が新しい医療用画像診断技術として注目されている¹⁾²⁾.しかしながら,核磁気共鳴法のような人体全身に適用可能な MPI 装置は 実現していない.既往研究の多くは,検出コイル内部の対象を回転させてサイノグラムを生成し,スキャン を実施する手法を検討している.しかし,人体への適応を考えると,人体を回転させること,大規模な装置 になることが課題となる.そこで,回転操作不要かつ検出コイル内部に対象物を挿入しない構成を検討した. 本稿では,その検出コイル構成の検討内容について述べる.

実験方法

4パターンの検出コイル及び回路構成のシステム構成図を Fig.1 に示す. (a)は1つのコイルを用いて測定す る構成, (b)は重畳磁場によるノイズを低減させる構成, (c)は検出領域を拡大させる構成, (d)は S/N 比を向上 させる構成である.本実験に用いた検出コイルは 3320 巻を使用し,交流磁場振幅は検出範囲において約 5.6

kA/m, 磁場勾配は約 0.13 T/m である. トレーサは 200 uL の Ferucarbotran の磁気分離品(以下 FcM) を用いた. Fig.1 の空隙右端を原点とし, 20 mm か ら 80 mm の範囲に 5 mm 間隔で FcM を移動させ, 各位置において 10 回測定を行った.

実験結果

得られた結果の一例を Fig.2 に示す. 実線は FcM を設置した場合の各データの平均の推移を示し, 破線は FcM を設置しない場合の平均を示す. (a) においては交流磁場によるノイズが大きく実線と 破線の差がほとんどみられない. (b)において, ノ イズを低減させることができたため, (a)に比べ破 線の強度が低減している. (c)において,検出コイ ルを両側に設置したため検出可能領域が拡大して いるが,回路のインピーダンスが上昇し,実線の 強度が低下している. (d)において, S/N 比を向上 させることができたため, (c)に比べ実線の強度が 上昇している. 以上の結果から(d)が本装置におい て,比較した手法の中で最適であることが明らか になった.

<u>参考文献</u>

- 1) S. Choi et al. Sci. rep. 10, 11833 (2020).
- 2) Zheng, B. *et al.* Theranostics **6**(3), 291 (2016).



Fig.1 Configuration diagram of system



Fig.2 Magnetization signal of FcM at each position

Cu_{0.5}Co_{0.5}Fe₂O₄における Cu の Zn 部分置換による磁歪特性への影響

藤原 康太、小杉 静花、藤枝 俊、清野 智史、中川 貴 (大阪大学 大学院工学研究科)

Effect of partial substitution of Zn for Cu on magnetostrictive properties of Cu_{0.5}Co_{0.5}Fe₂O₄ K. Fujiwara, S. Kosugi, S. Fujieda, S. Seino, T. Nakagawa (Graduate School of Engineering, Osaka Univ.)

はじめに

近年、磁歪材料の振動発電やアクチュエータへの応用研究が活発化している。立方晶スピネル構造の CoFe₂O₄系フェライトは、室温において比較的大きな磁歪を示すことが知られている¹⁾。CoのCu部分置換に より磁歪特性が向上すること、また、CoのZn部分置換により歪みの磁場感受率が向上することが報告され ている^{2,3)}。本研究では、Cu_{0.5}Co_{0.5}Fe₂O₄のCuのZn部分置換による磁歪特性への影響を明らかにすることを 目的とする。

実験方法

CoO、Cu₂O、ZnO および α -Fe₂O₃を出発原料として用いた。それらの混合粉をペレット化したのち、950 $^{\circ}$ Cの大気雰囲気下で20時間の熱処理を施してZn_xCu_{0.5-x}Co_{0.5}Fe₂O₄試料を作製した。結晶構造を調べるため、Cu-Ka線でのX線回折測定を行った。磁歪特性の評価には、歪みゲージを用いた。

実験結果

 $Zn_xCu_{0.5-x}Co_{0.5}Fe_2O_4$ の X 線回折パターンを Fig. 1 に示す。 x = 0.1 の試料は立方晶の回折パターンのみを示した。Cu の Zn 部分置換後においても立方晶スピネル構造の単相が得 られた。その歪み $\Delta L/L$ の磁場依存性を Fig. 2 に示す。歪み の測定方向に対し、平行および垂直方向に磁場を印加した。 $\Delta L/L$ は平行磁場印加(H_{l})により減少し、垂直磁場印加(H_{\perp}) により増加する。つまり、比較のために示した x = 0.0 (Cu_{0.5}Co_{0.5}Fe_2O_4)と同様に x = 0.1 において負の磁歪が生じ る。また、x = 0.1 の最大印加磁場における $\Delta L/L$ から求めた 飽和磁歪定数は-122 ppm であった。この絶対値は x = 0.0 で の値(-320 ppm)よりも小さい。しかし、x = 0.1 において $\Delta L/L$ の絶対値が最大となる磁場は約 3.5 kOe であり、x = 0.0 の値よりも低磁場である。x = 0.0 と比較して、x = 0.1 は低 磁場で高い歪みの磁場感受率を示すことが明らかになった。

参考文献

- 1) R. M. Bozorth, et al., Phys. Rev. 99 (1955) 1788.
- 藤枝 俊 他,日本金属学会 2022 年春期講演大会概要集 277.
- P. N. Anantharamaiah, et al., Mater. Sci. Eng. B 266 (2021) 115080.



Fig. 1 X-ray diffraction patterns of $Zn_xCu_{0.5-x}Co_{0.5}Fe_2O_4$ with x = 0.0 and 0.1.



Fig. 2 Magnetic field dependence of strain $\Delta L/L$ of Zn_xCu_{0.5-x}Co_{0.5}Fe₂O₄ with x = 0.0 and 0.1.

D0₁₉-Mn₃Sn/Pt 二層膜における スピン軌道トルク磁化反転のパルス幅依存性

小林裕太¹、塩田陽一¹、成田秀樹¹、小野輝男^{1,2}、森山貴広^{1,2,3} (¹京大化研、²京大 CSRN、³JST さきがけ)

Pulse-width dependence of spin-orbit torque switching in D0₁₉-Mn₃Sn/Pt thin films Yuta Kobayashi¹, Yoichi Shiota¹, Hideki Narita¹, Teruo Ono^{1,2}, and Takahiro Moriyama^{1,2,3} (¹ICR, Kyoto Univ., ²CSRN, Kyoto Univ., ³PRESTO, JST)

<u>はじめに</u>

近年カイラル反強磁性体の磁気構造をスピン軌道トルク(SOT)により制御することが可能であり、その ダイナミクスが LLG 方程式に基づくシミュレーションでよく記述されることが示された[1,2]。磁化反転の 物理描像をより詳細に得るためには、LLG 方程式に基づくダイナミクスと同様に熱アシスト磁化反転の理 解も重要である。今回我々は、D019-Mn3Sn の熱アシスト SOT 磁化反転を電流パルス幅依存性から調査し、 熱安定指数の評価を行った。

<u>実験方法</u>

スパッタリング法を用いて熱酸化シリコン基板上に Ta (2 nm)Ru (2 nm)/Mn₃Sn (40 nm)/Pt (7 nm)を成膜した。D0₁₉相を誘起するために Mn₃Sn 層の成膜直後に 500℃で in-situ アニールを 1 時間行った。作製した多層 膜をフォトリソグラフィーと Ar イオンミリングによりチャンネル幅 5 µm のホールバー状に加工した。面内 にバイアス磁場をかけた状態で、パルス電流に対するホール抵抗の変化をいくつかのパルス幅 t_pについて測 定した(Fig. 1 (a))。

<u>実験結果</u>

Fig. 1 (b)に測定結果を示す。パルス電流に依存して明確なヒステリシスが見られている。臨界電流 ± $I_{critical}$ の ln(t_p/t_0)に対するプロットを Fig.1 (c)に示す。± $I_{critical}$ は ln(t_p/t_0)に対して線形に変化している。こ れはスピントルク磁化反転が熱的にアシストされていることを示唆するものである。+ $I_{critical}$ の傾きから熱 安定指数 Δ = 133.7±0.3 (300 K)を得た。これは典型的な強磁性体を用いた SOT 磁化反転デバイスの熱安定指 数と同等の値である [3]。講演では本結果の詳細について議論する。



Figure 1 (a) Schematic illustration of the SOT switching measurement set up. The purple arrows represent the ferroic ordering of a magnetic octupole. (b) The constant background subtracted transverse resistance R_{Hall} - R_{offset} as a function of I_{pulse} with $t_{\text{p}} = 1$ ms, 100 µs and 10 µs. In-plane magnetic field and measurement temperature were set to 1 T and 300 K, respectively. (c) I_{critical} as a function of $\ln(t_{\text{p}}/t_0)$ with $H_{\text{x}} = 1$ T at 300 K. $1/t_0$ is an intrinsic attempt frequency assumed to be $t_0 \approx 1$ ns just for the form's sake.

参考文献

[1] T. Tsai et al., Nature **580**, 608 (2020). [2] Y. Takeuchi et al., Nat. Mater. **20**, 1364 (2021). [3] W. Liao et al., Appl. Phys. Lett. **117**, 182402 (2020).

fcc 構造を有する Fe₂MnGa_x 合金の作製と磁気特性の Ga 組成依存性 Dependence of magnetic properties on Ga composition for fcc - Fe₂MnGa_x alloys 東北学院大学工、〇佐々木嘉葵(M2)、嶋敏之、土井正晶 Tohoku Gakuin Univ., °Y. Sasaki (M2), T. Shima and M. Doi

【緒言 Introduction】

 $D0_{22}$ 型 Mn 系材料では高い磁気異方性や高い保磁力が確認されているが、永久磁石としては 飽和磁化が低いことが欠点である^{[1] [2]}。当研究室では bcc 系 Fe₂MnGa において、飽和磁化 M_s = 24.0 emu/g と低く、低保磁力 $H_c \sim 0$ kOe と確認されている。Fe₂MnGa より Ga がリッチの Fe_{1.5}MnGa_{1.5}において強磁性が安定し、bcc と fcc の混相が確認されたが、約 3 倍の飽和磁化 M_s = 81.2 emu/g を示した。L1₂型規則構造を有する合金である Fe₂MnGa 合金において飽和磁化 115 emu/g と高飽和磁化が報告されている^[3]。本研究では、fcc 系 Fe₂MnGa 合金の Ga の組成量を変 化させることによる結晶構造およびその磁気特性の変化を調べることを目的とする。

【実験方法 Experimental】

作製した試料は Fe₂MnGa_x (x = 0.5 ~ 1.5)であり、アーク溶解炉を用いて、Ar ガス雰囲気中で真 空度 7.0×10⁻³ Pa 以下で合金が均一になるように表裏 5 回ずつアーク溶解を行った。原材料は Fe (4N)、Mn (5N)、Ga (6N)を使用した。合金を作製した後、ダイヤモンドやすりで粉末化し、真空 度 7.0×10⁻³ Pa 以下で真空封入した。マッフル炉を用いて熱処理 (T_a = 850 °C, 1000 °C, t = 24h)を 行い、マッフル炉から取り出した後に急冷した。各種評価は、組成分析をエネルギー分散型 X 線装置 (EDX)、結晶構造をX線回折装置 (XRD)、磁気特性を物理特性測定装置 (PPMS – VSM)、 キュリー温度を振動試料型磁力計(VSM)で測定し評価を行った。

【結果 Results】

EDX による組成分析において作製した各試料を 5 箇所で測定した値の平均を算出した結果、 全ての試料において最大でも±5%以内に収めた試料を測定に使用した。XRD の結果から、全て の試料において fcc 単相が確認され、Fe₂MnGa_{1.1} ($T_a = 850 \, ^{\circ}$ C, t = 24h)合金では L1₂単相が確認さ れたと考えられ、Fe₂MnGa_{0.5}合金より Ga が増加することで回折ピークが大きくなり、a 軸の格 子定数が 1.09%増加した。Fe₂MnGa_{1.4}合金では最大の飽和磁化 $M_s = 124.9 \, \text{emu/g}$ と Fe₂MnGa_{0.5} 合 金の飽和磁化に対して 1.8 倍の磁化の増加が確認された。また Ga の組成量を増やすことで保磁 力はわずかに増加し、Fe₂MnGa_{1.3}合金では最大となる保磁力 $H_c = 0.16$ kOe が確認された。講演 では磁化の増加の原因を組成比および結晶構造、キュリー温度での変化の関係から考察する。

【参考文献 References】

[1] T. Saito and R. Nishimura, J. Appl. Phys. 112, 083901 (2012).

[2] A. Koeba and T. Shima and M. Doi, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 07MC04 (2016)

[3] Y. V. Kudryavtsev, N. V. Uvarov, V. N. Iermolenko, I. N. Glavatskyy, and J. Dubowik, et al. Acta Materialia 60. 4780 - 4786 (2012).

L21-FexMnGa 薄膜における磁気特性の Fe 組成および膜厚依存性

Dependence of magnetic properties on Fe composition and thickness for L21-FexMnGa thin films 東北学院大学 ○峯田 陸 M2、渡邊 彩恵、嶋 敏之、土井 正晶 Tohoku Gakuin Univ., ○R. Mineta (M2), S. Watanabe, T. Shima and M. Doi

【諸言】

MnGa 薄膜は飽和磁化 $M_s \sim 200 - 600 \text{ emu/cm}^{3[1]}$ 、結晶磁気異方性エネルギー $K_u \sim 10 - 20 \text{ Merg/cm}^{3[1]}$ 、高 スピン分極率 ~ 88%^[2]を示し、貴金属や希土類元素を含まない新規永久磁性材料やスピンエレクトロニ クスデバイスの次世代材料としての可能性を有している。当研究室で蒸着法を用いて作製した MnGa 薄 膜において、膜厚を減少させた場合に飽和磁化および磁気異方性の減少が確認された。また、MnGa に Fe を添加し、FeMnGa 薄膜の膜厚を減少させた場合、膜厚の減少に伴い、磁気特性が向上すると報告してい る。従って、本研究においては Fe_xMnGa_{1.5}、Fe_xMnGa 薄膜を作製し、Fe の組成を変化させる。また、磁 性層の膜厚を減少させ、磁性層と MgO 基板とのミスフィットによる格子の歪みによって結晶磁気異方性 を増加させることを目的として実験を行った。

【実験方法】

試料は超高真空マグネトロンスパッタリング装置を用いて作製した。 膜構成は MgO (100) sub. / FeMnGa / Cr である。主層の Fe_xMnGa_{1.5} (x = 1,1.5,2)の膜厚を $t_{\text{Fe-Mn-Ga}} = 20$, 10, 5, 3, 2, 1 nm と変化させた。 はじ めに、基板処理を 700°Cで 30 分間行い、主層の FeMnGa を基板温度 $T_s = 200°$ Cで Mn-Ga と Fe を交互積層 法を用いて成膜を行った。次に、熱処理温度 $T_a = 300$ 、500°Cで 30 分間熱処理後、キャップ層として Cr を 室温で成膜した。磁気特性評価を超伝導量子干渉磁束計 (SQUID)、構造解析を X 線回折装置 (XRD)、 表面粗さと表面形状を原子間力顕微鏡 (AFM)、組成分析をエネルギー分散型 X 線回折装置 (EDX)、異 方性磁気抵抗効果 (AMR)を四端子法を用いて評価した。

【結果】

膜厚を変化させた試料において、XRD の結果より、 $L2_1(002)$ 、(004)ピークは 20、10、5 nm で確認され たが膜厚の減少に伴い、ピーク強度が小さくなっていくことが確認された。 $L2_1$ (002)、(004)ピークが広 角側にシフトしていることから $L2_1$ 構造の c 軸が縮むことが確認された。SQUID の結果より磁性層と MgO 基板とのミスフィットによる歪みで垂直磁気異方性の発現が 3nm 以下の試料で見られた。これらの 要因として面内の原子間距離が伸び、垂直磁気異方性が大きくなったと考えられる。熱処理温度 500℃の FeMnGa_{1.5} 薄膜の 2nm の試料で、飽和磁化 M_s = 397 emu/cm³、結晶磁気異方性エネルギー K_u = 4.98 Merg/cm³という値が確認された。講演では、Fe_xMnGa (x = 1, 1.5, 2)薄膜の組成比を変え、膜厚の変化によ る結晶構造および磁気特性の変化について考察する。

【参考文献】

- [1] Y. Takahashi, H. Makuta, T. Shima and M. Doi, T. Magn. Soc. Jpn. 1, 30-33(2017).
- [2] B. Balke, G. H. Fecher, J. Winterik, and C. Felser, Appl. Phys. Lett., 90, 152504 (2007).

超小型 EV 搭載用 ANC システムにおける 超磁歪アクチュエータの開発 (ロードノイズに含まれる帯域の推力特性に関する検討)

加藤太朗,北村拓也*,前原史弥*,内野大悟*,小川和輝*, 池田圭吾**,遠藤文人***,加藤英晃*,成田正敬*,古井光明 (東京工科大学,*東海大学,**北海道科学大学,***福岡工業大学)

Development of the giant magnetostrictive actuator with ANC system for the ultra-compact EV (A consideration on thrust force characteristics including road noise range)

T. Kato, T. Kitamura, F. Maehara, D. Uchino, K. Ogawa, K. Ikeda, A. Endo, H. Kato, T. Narita, M Furui (TUT, *Tokai Univ., **HUS, ***FIT)

はじめに

2015年、国連総会で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)において、人間の福祉を支援するためのインフラ開発や人々に安全で利用が容易な移動手段の提供が含まれている.そこで近年では、従来の自動車に代わり1~2人乗りの超小型電気自動車(以下,超小型EV)普及している.しかし、超小型EVは小型・軽量な車体であるため外板の剛性が低く、タイヤが回転することで発生するロードノイズや車体の突起形状から発生する風切り音などの雑音が車内の快適性の劣化に多大な影響を与えている.

この問題に対して,著者らは超小型 EV に超磁歪材料を用いたアクチュエータを設置し,壁面振動によっ て制御音波を発生させて車内騒音の低減を図るアクティブノイズコントロール(以下,ANC)システムを提 案している^{1,2)}.提案するシステムは,スピーカの代わりに小型な超磁歪アクチュエータを利用するため, ANCシステム全体の小型・軽量化することで超小型 EV への搭載が可能と考えられる.このシステムにおい て,超磁歪アクチュエータには制御音波の出力に充分な推力と制御音波の歪みや遅れの小ささが要求される. そのため,著者らは既存の超磁歪アクチュエータの有限要素モデルを作成し,磁界によって超磁歪材料の形 状が変化した磁歪よる発生力について,電磁界解析を用いた検討を行ってきた^{3,4)}.本報告では,超小型 EV への搭載を考慮し,超磁歪材料やアクチュエータ全体の形状や材質を変更した複数の超磁歪アクチュエータ のモデルを作成し,制御対象である100~500 Hzの低周波数帯域の磁歪による発生力について検討を行った.

超磁歪アクチュエータの構造と超磁歪材料が発生する力

Fig.1に超磁歪アクチュエータの構造を示す.超磁歪ア クチュエータはアクチュエータの中心に柱状の超磁歪材 料とその周りに永久磁石,ソレノイドコイルで構成され る.本検討では,超磁歪材料の形状や材質が異なる複数 の超磁歪アクチュエータの有限要素モデルを構築し,音 波出力のための制御信号としてコイルに正弦波の電圧を 加えた.印加する電圧の周波数は100 Hz から 500 Hz まで 変化させ,電磁界解析により算出された超磁歪材料にお



ける磁束密度から算出される磁歪と材料のヤング率、ポアソン比により磁歪による発生力を算出した.

参考文献

- 1) 石塚ら, 日本 AEM 学会誌、Vol. 25, No. 2, (2017), pp. 88-93.
- 2) T. Kato et al, Actuators, 7, 49, (2018).
- 3) 加藤ら, 日本磁気学会特集号、Vol. 5, No. 1, (2021), pp. 44-49.
- 4) T. Kato et al, J. Magn. Soc. Jpn., Vol. 46, No. 3 (2021), pp. 70-75.

Fe-Ga-M 薄膜の磁気特性と熱処理温度の影響

鈴木和歩, 藤原裕司, 大島大輝*, 加藤剛志*, 神保睦子** (三重大学, *名古屋大学, **大同大学) Magnetic Properties of Fe-Ga-M Thin Film and Effect of Annealing Temperature K.Suzuki, Y.Fujiwara, *D.Oshima, *T.Kato, **M.Jimbo (Mie Univ., *Nagoya Univ., **Daido Univ.)

はじめに

FeGa 合金は大きな磁歪定数、飽和磁化を持ち、良好な機械特性からセンサやアクチュエータへ応用されている。近年では高周波デバイスへの応用のため薄膜での軟磁気特性、高周波特性の改善が求められている¹⁾²⁾。 また B を 9at.%以上添加するとアモルファスになり、保磁力の低下、磁歪の増加が報告されている³⁾。本研究では第三元素 M を添加した Fe-Ga-M 薄膜を作製し結晶構造、軟磁気特性およびその熱処理依存性を評価した。

実験方法

成膜には DC・RF 電源を持つマグネトロンスパッタリング装置を使用した。 スパッタ圧力は 0.5Pa (Ar) である。Fe₈₀Ga₂₀ターゲット上にチップをのせた 複合ターゲットを用いてマイクロカバーガラス上に Fe-Ga-M 薄膜を 300nm 成 膜した。表面には酸化防止のため SiN 膜を 30nm 成膜した。基板には約 200Oe の直流磁界を印加した。磁気特性の測定には VSM、トルク磁力計を組成分析 には EPMA を結晶構造の測定には XRD を使用した。また、試料は真空中で 100~300℃、1 時間熱処理した。



実験結果

第三元素として Hf を添加した Fe-Ga-Hf 薄膜の結果を示す。組成比は Fe-Ga-Hf (77.3:17.3:5.4)であった。Fig.1 に XRD の結果を示す。参考とし て Fe-Ga 薄膜の結果も示す。Hf の添加前に見えた回折ピークは見られなく なっており、アモルファスになっていることが示された。Fe-Ga-B 薄膜よ りも少量の添加物で Fe-Ga をアモルファス化できることが分かった。

Fig.2 には各熱処理温度での磁化曲線を示す。ここでは示していないが as-dep.の試料において面内に異方性は見られなかった。as-dep.と150℃の試 料では磁化回転過程がみられるが、これは成膜時に加わった圧縮応力が原 因で現れた垂直磁気異方性だと考えられる。垂直磁気異方性は熱処理によ り徐々に小さくなり 250℃の熱処理では完全に見られなくなった。これは 熱処理による基板と金属膜との熱膨張率の差から、膜面内の応力が圧縮か ら引張に変化したためと考えられる。

Fig.3にはFeGa薄膜(as-dep.)の保磁力とFe-Ga-Hf薄膜の熱処理温度に対す る保磁力と飽和磁化の変化を示す。保磁力は熱処理により徐々に低下し 250℃の熱処理では最小の0.3Oeを示した。250℃で急激に保磁力が低下して いるのは垂直磁気異方性の完全な消失に起因していると考えている。

以上の結果は Fe-Ga への Hf の添加は保磁力の低下に効果的であると示している。当日はその他の添加元素の測定結果も併せて報告する。

参考文献

- 1) D.Cao et al : AIP Advances 7, 115009(2017)
- 2) S.Muramatsu et al : IEEJ, MAG21085 (2021)
- 3) J.Lou et al : Applied Physics Letters 91, 182504 (2007)

Fig.1 XRD patterns of as-deposited and annealed Fe-Ga-Hf sample



Fig.2 Hysteresis loop of as-deposited and 150°C,250°C annealed Fe-Ga-Hf sample



Fig.3 Annealing temperature dependence of Coercivity and Saturation Magnetization

電子線ホログラフィーによるコンケーブ型 Fe₃O₄ナノ粒子の 磁化分布の直接観察

野田千晶,小林悟,小野和輝,松尾咲琴,赤瀬善太郎¹,葛西裕人² (岩手大理工,¹東北大多元研,²日立製作所)

Direct Observation of magnetization distribution for concave Fe₃O₄ nanoparticles by electron holography C. Noda, S. Kobayashi, K. Ono, S. Matsuo, Z. Akase¹, H. Kasai²

(Iwate Univ., ¹IMRAM Tohoku Univ., ²Hitachi, Ltd.)

背景

軟磁性と生体適合性を示す Fe₃O₄ ナノ粒子は、医療分野で活発に研究されている。特にコンケーブ型 Fe₃O₄ ナノ粒子は高い発熱効率を示す^[1]ことから、磁気ハイパーサーミアへの応用が期待されている。しかし、球 状や立方体型の粒子は精力的に研究されているが、コンケーブ型 Fe₃O₄ ナノ粒子の磁気特性の詳しい知見は 得られていない。本研究では電子線ホログラフィーを用いて磁化分布の直接観察を行い、コンケーブ型 Fe₃O₄ ナノ粒子における安定な磁化状態を検討した。

実験方法

コンケーブ型 Fe₃O₄ナノ粒子 (51±7 nm) について、透過型 電子顕微鏡 (TEM) による電子線ホログラフィー観察を行った。 観察はゼロ磁場および室温で行った。得られた電子線の位相変 化から電場と磁場の情報を分離するため、試料を 180°回転さ せ表裏のホログラムを取得した。得られた位相再生像から磁化 分布を再構築した。

結果および考察

Fig.1(a)、(b)にそれぞれ明視野像および磁気ポテンシャルに よる位相変化を示す。粒子は一次元鎖状に[100]方向に配向する 傾向を持つとともに、一次元鎖の長軸方向に平行な磁化分布を 持つことが分かった。また、粒子内部の平均磁束密度は0.3~0.4 TでありFe₃O₄のバルク値(~0.6 T)より低いことが分かった。 同様なコンケーブ粒子の一次元鎖形成および鎖内の磁化分布 は他の視野でも観測された。我々のマイクロマグネティックス 計算によると、単一粒子の場合、ゼロ磁場中では、[111]方向に 磁化が配向した単磁区構造が安定化することが明らかになっ ている。従って、以上の観察結果は、[111]方向に磁化配向した 粒子が、一次元鎖内で磁化が長軸方向にジグザグ状になるよう に配向している、あるいは、一次元鎖全体の静磁エネルギーを 低下するため、各コンケーブ粒子の磁化が安定な[111]方向から [100]方向に再配向していることを示唆している。

謝辞

本研究は文部科学省先端研究基盤共用促進事業(先端研究設備プラットフォームプログラム)JPMXS0450200722 で共用された機器を利用した。

参考文献

 Z. Nemati, J.Alonso , and H.Martinez J. Phys. Chem. C 2016, 120, 15, 8370–8379



Fig. 1 (a) Bright field image and (b) reconstructed magnetic potential phase image of concave Fe₃O₄ nanoparticles. The phase information was amplified by a factor of 10.

ひずみ印加による FeSiBNb 薄膜の磁化制御とパルス電圧の観測

沓名勇輝、藤原裕司、大島大輝*、加藤剛志*、神保睦子**(三重大学、名古屋大学*、大同大学**)

Control of magnetic moment of FeSiBNb film by strain Y.Kutsuna, Y.Fujiwara, *D.Oshima, *T.Kato, **M.Jimbo (Mie Univ., *Nagoya Univ., **Daido Univ.)

<u>はじめに</u>

GMR や TMR 素子のフリー層に磁歪膜を利用することで新規なひずみセンサを開発する試みが盛んに行われて いる。⁽¹⁾⁽²⁾FeSiBNb 薄膜は熱処理することで容易に軟磁気特性を得ることができ、比較的大きな磁歪定数を示 す。⁽³⁾本研究ではピックアップコイルを巻いた FeSiBNb 薄膜に交流磁界を印加した際に得られるパルス電圧の ひずみ印加による制御を試みたので報告する。

<u>実験方法</u>

試料は DC、RF 電源を持つマグネトロンスパッタリング装置 を用いて、水冷したガラス基板(10×20×0.16mm)上に成膜し た。膜構成は sub./FeSiBNb(300nm)/SiN(30nm)である。成膜時 の Ar ガス圧は 0.5Pa であり、約 2000e の直流磁界を基板に印 加した。また、成膜後 100~300℃で1時間熱処理を行った。パ ルス電圧測定の模式図を Fig.1 に示す。試料には 150 turn のコ イルが巻いてあり、オシロスコープで電圧を観測できるように なっている。また、マイクロメータでひずみが印加可能である。 ヘルムホルツコイルにより、200e, 60Hz 外部磁界を印加した。

実験結果

Fig. 2(a)に得られたパルス電圧を示す。使用した試料は10 0℃の熱処理を行ったものであり、ひずみは印加していない。 20mV 程度の電圧が得られているが、パルスの形状は対照的では なく、磁壁の移動が一様ではないことが伺える。Fig. 2(b)にパ ルス電圧の印加ひずみ依存性を示す。各プロットは5回測定の 平均値であり、エラーバーは最大最小を示している。ひずみが -4×10⁻⁵から3×10⁻⁵では、パルス電圧が単調に増加することが わかった。当日は詳細な実験結果を報告する。

参考文献

- (1) Y.Hashimoto et al. : J.Appl. Phys., 123, (2018) 113903.
- (2) Yong Zhou et al .: J.Magn.Magn. Mater., 292 (2005) 255-259.
- (3) Y.Fujiwara et al. : J.Magn.Magn. Mater., 540 (2021) 168410.

<u>謝辞</u>

本研究は名古屋大学未来材料・システム研究所における共同研究として実施された。



Fig.1 Schematic of experimental.



Fig.2 (a)Obtained pulse and (b) pulse voltage depending on strain.

超小型ステッピングモータ用希土類系厚膜磁石の開発

河野 一輝*, 山下 昂洋, 柳井 武志, 中野 正基, 福永 博俊 (長崎大学)

Development of rare-earth thick-film magnets applied to ultra-small stepping motors

Kazuki Kouno*, Akihiro Yamashita, Takeshi Yanai, Masaki Nakano, Hirotoshi Fukunaga (Nagasaki Univ.)

はじめに

我々は、組み込むモータの構造を下に磁石の動作点での特性を鑑み、室温での大きな異方性磁界を持つ Pr₂Fe₁₄B相を活かした厚み 0.25 mm の等方性 Pr-Fe-B系厚膜磁石を棒状シャフトへ作製、更には 3 mm 径を下 回る超小型のステッピングモータへ応用した^[1]。その中で、(1)「シャフトの素材であるステンレス」と「希 土類の Pr 元素」の線膨張係数の差により、成膜後のいくつかの厚膜磁石に剥離やクラックの発生が見られる、

(2) 100 ℃以上の温度範囲で市販の Nd-Fe-B 系ボンド磁石の磁気特性より劣化する等の課題が示唆された。
 本研究では、Nd 元素の線膨張係数(9.6×10⁻⁶K⁻¹)が Pr 元素(6.7×10⁻⁶K⁻¹)に比ベステンレス(10~11×10⁻⁶K⁻¹)の値に近い事に着目し、ステンレス基板(シャフト)上の Nd-Fe-B 系厚膜磁石における①磁気特性の温度依存性の評価と②機械的性質の観察を進め、ステッピングモータへの搭載に向けて検討した。

実験方法

本実験では、紫外線波長(355 nm)のパルスレーザを Nd-Fe-B 系ターゲット表面に Defocus させ照射し、 真空中で数 µm 径の微粒子を発生させる手法を用い、ステンレス基板およびステンレスシャフト上へ Nd-Fe-B 系厚膜磁石を成膜した。その後、極短時間の熱処理を施し、印加磁界 7 T のパルス着磁後、最大印加磁界 2.5 T のもと VSM で磁気特性を評価した。膜厚はマイクロメータ、組成は SEM-EDX で測定した。

実験結果

図1にステンレス基板上に作製した Nd-Fe-B 系厚膜磁石の動作点でのエネルギー積(パーミアンス係数:1) の温度依存性を示す。比較のために、Pr-Fe-B 系厚膜磁石の結果も示した。両厚膜磁石の室温でのエネルギー 積は、Nd-Fe-B 系ボンド磁石の値(57 kJ/m³)よりも優れていた。これは、ボンドレスで固化成型するため、 高い残留磁気分極を獲得できた事が一つの原因と考えられる。更に、125℃では、Nd-Fe-B 系厚膜磁石のエネ ルギー積が、Pr-Fe-B 系厚膜磁石や Nd-Fe-B 系ボンド磁石(35 kJ/m³)の値を上回る事を確認した。この結果 は、Pr₂Fe₁₄B 相と Nd₂Fe₁₄B の異方性磁界の温度依存性の違いによるものと考えられる。

ステンレス基板上に Pr リッチな Pr-Fe-B 系厚膜磁石を 50 µm厚以上で成膜した際, Pr 含有量の増加(15~ 18 at.%)に伴い剥離する試料が複数枚観察された。一方,同程度の厚み・希土類含有量の Nd-Fe-B 系厚膜磁 石では剥離が生じなかった。図 2 にシャフトに成膜した様々な厚みの Nd-Fe-B 系厚膜磁石と Pr-Fe-B 系厚膜 磁石の膜厚と希土類含有量,クラックの有無の関係を検討した結果を示す。希土類含有量を 14~15 at.%の範囲 とした際,特に Pr-Fe-B 系厚膜磁石の 130 µm 厚の試料でクラックが生じる様子が観察された。今後,モータ シャフト上の Nd-Fe-B 系厚膜磁石の試料数を増やし検討を続けると共にモータへの搭載も進める。









参考文献 [1] M. Nakano, J. Magn. Soc. Jpn., 45, 12-15(2021).

FePt-BN グラニュラ薄膜の組織および磁気特性に及ぼす スパッタ時の N₂ ガス添加効果

・タム キム コング^a, 齊藤 節^b, 櫛引 了輔^a, 斉藤 伸^b
 (^a)田中貴金属工業株式会社, ^b東北大学)

Effect of N₂ gas addition of sputtered FePt-BN granular films on nanostructure and magnetic properties

^oKim Kong Tham ^{a)}, Takashi Saito ^{b)}, Ryosuke Kushibiki ^{a)}, and Shin Saito ^{b)} (^{a)}TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K., ^{b)}Tohoku University)

はじめに $L1_0$ 型 FePt 相は室温で 5×10⁷ erg/cm³の高い一軸結晶磁気異方性エネルギーを備えているため,次 世代磁気記録媒体材料として注目を集めている.実用化のためには,*c*軸の膜面垂直高配向,高規則度を有 する微細なコラム状磁性粒子のグラニュラ組織の実現が必須である.これらの要件を達成するために,粒界 材 (GBM) として $B_2O_3^{11}$, Si O_2^{21} , Ti O_2^{31} , BN ⁴⁾, C ^{5,6)} などの様々な材料を FePt 薄膜へ添加するグラニュ ラ磁性層の研究が盛んに行われてきた.以前我々は、グラニュラ薄膜の飽和磁化(M_s)が GBM の融点に依 存しており、特に FePt-BN グラニュラ薄膜の場合、コンポジットターゲットを用いたスパッタ成膜時に、窒 素欠損と磁性結晶粒への B の固溶が同時に生じる可能性があることを報告した¹⁾.窒素の補給により B を完 全に窒化させることが肝要である.本講演では、FePt-BN コンポジットターゲットの N₂ガス添加スパッタリ ングで作製されるグラニュラ薄膜の磁気特性および組織を調べたので報告する.

実験結果 媒体の層構成は Sub./ Co₆₀W₄₀(80 nm)/ MgO(5 nm)/ FePt-30vol%BN(5 nm)/ C(7 nm) とした. FePt-BN グラニュラ薄 膜は Ar ガスに対し 0-5%の流量比で N₂ガスを添加しながら, 550℃の基板温度で成膜した.

Fig. 1にはArガスにN₂ガスを添加しながら成膜したFePt-BN グラニュラ薄膜の磁化曲線を示している.挿入図には試料の層 構造を示した.2%のN₂ガスを導入した場合,導入しない場合 と比べヒステリシスが大きくなり,保磁力(H_c)近傍の磁化曲 線の傾きが小さくなっている.

Fig. 2 には FePt-BN グラニュラ薄膜の M_s および H_c の N_2 ガス 流量比依存性を示している. N_2 ガス添加量を 0 から 2%へ増加 すると, M_s は約 560 から 600 emu/cm³ にわずかに増加し, H_c は 12 から 19 kOe に大幅に増加していることが確認できる. H_c が増加する理由の一つは, 垂直磁気異方性エネルギーが 1.1 か ら 1.7×10^7 erg/cm³に増大し, それにより異方性磁界が 38 から 58 kOe に増大したためと考えられる. これらの結果は結晶粒に 固溶している B の窒化がグラニュラ薄膜中の $L1_0$ 型 FePt 磁性 結晶粒の真性的な一軸結晶磁気異方性の増大をもたらしたこ とを示している. 講演では, 規則度および組織についても報告 する.

参考文献 1) T. Saito et al., Jpn. J. Appl. Phys., **59**, 045501 (2020). 2) E. Yang et al., J. Appl. Phys., **104**, 023904 (2008). 3) Y. F. Ding et al., Appl. Phys. Lett., **93**, 032506 (2008). 4) B. Zhou et al., Appl. Phys. Lett., **118**, 162403 (2021). 5) J. S. Chen et al., Appl. Phys. Lett., **91**, 132506 (2007). 6) A. Perumal et al., J. Appl. Phys., **105**, 07B732 (2009).



Fig. 1 M-H loops of FePt-BN granular films sputtered with N_2 gas addition. Layer structure of the film is shown in the inset.



Fig. 2 $M_{\rm s}$ and $H_{\rm c}$ dependence of FePt-BN granular films on N₂ gas flow ratio during the sputtering.

高再分散性を示す磁性ナノ粒子の乾燥技術の検討

西垣紘汰¹、清野智史¹、田邉瑞姫¹、上松天^{1,2}、中川貴¹ (¹大阪大学、²株式会社アルバック)

Investigation of drying technique for magnetic nanoparticles with high redispersibility

K. Nishigaki¹, S. Seino¹, M. Tanabe¹, S. Uematsu^{1,2}, T. Nakagawa¹

(¹Osaka University, ² ULVAC, Inc.)

1. 研究背景

磁性ナノ粒子の生体内での用途として、MPI や MRI に用いる磁気造影剤としての応用が研究されてい る。将来的な臨床応用を想定し、磁性ナノ粒子分散水溶液を乾燥させる技術の検討を行った。粉末状に した磁性ナノ粒子に求められる条件としては、人に投与した際に再分散し、粉末にする前の磁性ナノ粒 子分散水溶液と同様の物性を示すことである。本研究では、人の体液に触れると高再分散性を示す乾燥 技術の確立を研究目的とした。その手法として、マイクロパウダードライ法(以下、µPD 法と表記)に 着目した。µPD 法とは、真空中に直接液体を噴射し、水分の蒸発による自己凍結で凍結粒子を生成させ 凍結乾燥する技術である。

2. 実験方法

磁性ナノ粒子分散水溶液として、フェルカルボトランを永久磁石により磁気分離して得た磁性画分(以下 FcM と表記)を使用した。乾燥手法として、µPD 法、減圧濃縮法、凍結乾燥法を適用した。得られた粉末試料の形態を SEM 観察により評価した。また粉末試料を純水で再分散させた液体試料について、DLS 測定による二次粒子径評価および VSM による磁気特性評価を行った。

3. 結果と考察

磁性ナノ粒子分散水溶液を測定試料として得た磁場磁化曲線を Fig.1 に示す。適用した乾燥手法によら ず、再分散水溶液の磁気特性は出発原料とした FcM 分散水溶液とほぼ一致することが分かった。出発 原料とした FcM 分散水溶液の二次粒子径が 54 nm であった。減圧濃縮法と凍結乾燥法で得た試料を再 分散させたところ、二次粒子径は 400 nm 以上という大きな値を示した。一方、µPD 法で得た試料は二 次粒子径が 83 nm であった。µPD 法で乾燥させた粉末試料は非常に良好な再分散性を示すことが分か った。µPD 法で乾燥させた粉末試料の SEM 像を Fig.2 に示す。他の乾燥手法とは異なり、多孔質な粉 体であることが分かった。保護剤であるカルボキシデキストランの水への再溶解が容易となり、結果 として良好な再分散性が得られたと推測される。µPD 法による乾燥技術は、磁性ナノ粒子の乾燥処理 法として有望であると言える。



Fig.1 *M-H* curves before and after drying treatment



Fig.2 SEM image of powder sample obtained by µPD method

一次反転曲線法によるコンケーブ型 Fe₃O₄ ナノ粒子の磁化過程解析

松尾咲琴,小林悟,野田千晶,武田佳奈,Yallappa Shiralgi,上野凌,小野和輝 (岩手大学理工)

Magnetization process analysis of concave Fe₃O₄ nanoparticles by FORCs method S. Matsuo, S. Kobayashi, C. Noda, K. Takeda, Y. Shiralgi, R. Uwano, K. Ono

(Iwate Univ.)

<u>はじめに</u>

近年、磁気ハイパーサーミアにおいて高い発熱効率を得るために磁性ナノ粒子の形状・表面効果を利用した研究が注目されている。特に、立方体の{100}面が凹んだ形状を持つコンケーブ粒子は従来の球状粒子と比

較して最大約2倍の比吸収率を示すことが報告されているが¹⁾、磁場 中での詳しい磁化反転機構は理解されていない。本研究では、コンケ ーブ型及びキューブ型粒子について磁気一次反転曲線(FORC)測定を 行い、コンケーブ形状が磁性に与える影響を調べたので報告する。

実験方法

Fe 前駆体であるオレイン酸鉄、オレイン酸ナトリウム、オレイン酸、 トリオクチルアミンを用いて、約 340℃で加熱しナノ粒子を得た。本 研究では、一辺 51±7 nm、30±2 nm、33±4 nm の3種類のコンケーブ 型粒子、一辺 23±3 nm のキューブ型粒子を用いた。X 線回折から Fe₃O₄ 単相であること、電子線回折から凹面が {100} 面であることを確認し た。SQUID 磁化測定装置を用いて、T=10~300 K、最大磁場 H=5 kOe の 範囲で FORC 測定を行った。

<u>実験結果</u>

Fig.1 にサイズ 51 nm のコンケーブ粒子の 10K, 300K における FORC 図を示す。縦軸は相互作用磁場 Hu、横軸は保磁力 H。である。T=10K で 強い 2 つの FORC 分布ピークが現れ、温度上昇とともに両ピークは原 点にシフトし、T~50K 以上で単一ピークになることが分かった。同様 な振る舞いは他のコンケーブ粒子でも観測された。Fig.2 に T=10K の FORC 分布強度を Hc 方向に積分した相互作用磁場分布ρ(Hu)を示す。 コンケーブ粒子は2ピークを示すが、キューブ粒子では単一ピークの みであることが分かる。更に、OOMMF によるマイクロマグネティッ ク計算から、キューブ粒子ではスピンが<100>配向するのに対して、 コンケーブ粒子ではスピンが強く<111>配向した単磁区構造が安定化 することを見出した。<111>方向に粒子が伸びたコンケーブの異方的 形状を考慮すると、コンケーブ粒子で観測された2つの強い FORC 分 布ピークは、磁化の方向が<111>軸から他の<111>軸方向に不連続的に 磁場変化する過程を反映していると解釈できる。

参考文献

1) Z. Nemati et al., J. Phys. Chem. C, 120 (15), 8370-8379 (2016)



Fig.1: FORC diagram at (a) T=10 K and (b) 300 K; size: $a=73\pm12$ nm, $b=51\pm7$ nm.



Fig.2: $\rho(H_u)$ as a function of H_u at T=10K.

水平方向からの磁場を用いた柔軟鋼板の磁気浮上 (吸引力によるたわみの抑制に関する実験的考察)

遠藤文人、川島和磨、馬場翔太郎、鬼塚晴大、小川和輝*、内野大悟*、 池田圭吾**、加藤太朗***、成田正敬*、加藤英晃* (福岡工業大学、*東海大学、**北海道科学大学、***東京工科大学) Electromagnetic levitation for flexible steel plate using magnetic field from horizontal direction (Experimental consideration on decreasing deflection using attractive force) A. Endo, K. Kawashima, S. Baba, S. Onitsuka, K. Ogawa*, D. Uchino*, K. Ikeda**, T. Kato***, T. Narita*, H. Kato* (FIT, *Tokai Univ., **Hokkaido Univ. of Sci., ***TUT)

緒言

鋼板は製造工程においてローラを使用した接触搬送が行 われており、鋼板とローラの接触によって鋼板の表面品質 が劣化することが懸念されている。そこで、磁気浮上技術 を使って鋼板を非接触に支持・搬送する方法が提案されて いる¹⁾。しかしながら、厚さが 0.3 mm 以下の剛性が非常に 低い柔軟鋼板は浮上中の変形が起因した弾性振動が発生し、 安定して浮上させることが難しい。このことから著者らは 鋼板を挟むように電磁石を設置し、両端から引っ張るよう に吸引力を発生させ、柔軟鋼板のたわみを抑制しながら非 接触支持を実現する磁気浮上方式を提案した²⁾。柔軟鋼板 を非接触に支持させる際には電磁石によって重力とつり合

う吸引力を発生させる必要がある。この吸引力は柔軟鋼板を水平方向へも引っ張り、たわみを抑制する効果も担っている。これまでの研究では吸引力が大きくなると振動が抑制されることを確認しているが、柔軟鋼板の板厚によってはある所から浮上安定性が劣化することも確認している³⁾。そこで、本報告では柔軟鋼板の吸引力と浮上 安定性の関係性について磁気浮上装置を用いて実験的に明らかした。

柔軟鋼板の磁気浮上実験

Fig. 2 Attractive force for steel plate

force

Steel plate

Fig.1 に著者らが提案をした磁気浮上装置を示す。本装置は4つの電磁石ユニットから構成されており、柔 軟鋼板の両端に中心間距離を220 mm として2つずつ設置している。電磁石は電流を印加することで鋼板に 対して吸引力を発生する。この時、Fig.2 に示すように柔軟鋼板には水平方向への張力に加え、鉛直方向への 支持力も発生し、支持力が柔軟鋼板にかかる重力とつり合うことで非接触に浮上する。電磁石を流れる電流 に加え、レーザセンサにより水平方向変位を計測、また差分近似により速度を算出している。平衡状態から の柔軟鋼板の変位ならびに速度、電磁石に流れる電流をフィードバックすることで安定した浮上を実現して いる。本報告では厚さが 0.05、0.19、0.24 mm の柔軟鋼板 (SS400)を対象とした浮上実験を行った。この時、 柔軟鋼板の鉛直方向ならびに水平方向の変位を計測し、吸引力との関係性を明らかにした。

参考文献

- 1) 木田ら、日本磁気学会論文特集号、Vol. 1, No. 1, pp. 76-81 (2017).
- 2) Y. Oda et al, J. Magn. Soc. Jpn., 43, 11-16 (2019).
- 3) 遠藤ら、日本磁気学会論文特集号、Vol. 6, No. 1, pp. 87-92 (2022).

六角錐状 hcp-CoO ナノ粒子における表面スピン凍結

堀田侑里、小林悟、野田千晶、高橋和也 (岩手大学)

Surface spin freezing for hexagonal pyramidal hcp-CoO nanoparticles Y. Hotta, S. Kobayashi, C. Noda, K. Takahashi

(Iwate Univ.)

<u>はじめに</u>

磁場による磁性体の発熱・吸熱(磁気熱量効果、以降 MCE)を利用した磁気冷凍技術は、従来の冷凍技術 と比べて理論上のエネルギー効率が高く、冷媒ガスやコンプレッサーが必要ないという特徴を持つため、環 境に優しい技術として注目を集めている。特に磁性体がナノ粒子の場合には、デバイスに組み込んだり、複 合材料に加工して利用するなどといった多様な応用可能性がある。表面磁気異方性が大きい Coでは表面スピ ン凍結による大きな MCE が報告されているが¹⁾、中空構造を持たせることで MCE の更なる向上が見込める。 本研究では、特に中空 Coナノ粒子の合成過程の生成物である六角錐状 hcp-CoO 粒子に着目し、その磁気特 性と表面効果の粒子サイズ依存性について詳しく調べたので報告する。

<u>実験方法</u>

前駆体としてコバルト(Ⅲ)アセチルアセトナートとオレ イルアミンを用いた。Ar 雰囲気中で135℃で5時間加熱後、 250℃まで急昇温・3時間保持し自然冷却させた²⁾。試薬の 量や昇温レートを調整し粒子サイズを制御(平均粒径:26 ~32nm)した。SQUID磁化測定装置を用いて M-T 曲線、 M-H 曲線を測定した。

<u>結果及び考察</u>

Fig.1 に合成試料の TEM 像を示す。サイズがほぼ均一な六 角錐形状を持つこと、電子線回折・X線回折から hcp-CoO 構造を持つことを確認した。Fig. 2 にサイズ 26nm 試料のゼ ロ磁場冷却(ZFC)、磁場中冷却(FC)条件下における M-T 曲線 を示す。ZFC 後の MT 曲線において 65K 近傍でピークが現 れること、ZFC 及び FC 条件の M-T 曲線が広温度範囲で一 致しないことが分かった。前者は hcp-CoO 粒子の反強磁性 秩序、後者は粒子表面の非補償スピンによる強磁性の発現を 示唆している。Fig.2挿入図にM-H曲線の温度依存性を示す。 なお、強磁性の寄与を詳しく調べるため、反強磁性秩序の寄 与を差し引いている。温度の低下とともに、飽和磁化は緩や かに増加し、特にT=20K以下で急激な増大を示した。一方、 保磁力も温度の低下とともに増加するが、TN近傍以下でほ ぼ一定となった。サイズ 32nm 試料でも似た振る舞いが観測 されたが、T_Nの低下(~60K)、飽和磁化及び保磁力の増大 が見られた。この結果は、表面スピンのスピン凍結と粒子コ ア部の反強磁性秩序の間の競合を示唆している。

Reference

P. Podder et al., J. Phys. Chem. C, vol.111, 14060 (2007).
 K. M. Nam et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*, vol.47, 9504 (2008).



Fig.1: TEM image of 26nm-size hcp-CoO sample



Fig. 2: M-T curve at H=500 Oe for 26nm size hcp-CoO sample. The inset shows M-H curves, where the contribution of antiferromagnetic ordering of hcp-CoO is subtracted.